Best : Tilable Copy

특 2001 -0050561

## (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup> C036 9/08 (11) 공개번호 특2001-099561 (43) 공개일자 2001년06월15일

	·	
(21) 출원번호 (22) 출원일자	10-2000-0055463 2000년 09월21일	
(30) 무선권주장 (71) 출원인	99-330977 1999년(1월22일) 일본(JP) 다이나온 영커 기가쿠 교교 가부시키기이(사 오쿠무라 고조	<del>\</del> ;.
(72) <del>불명자</del>	일본국 '모교도 이탈바시쿠 사카시타 3조에 25반 58고 갈바이시하데키 일본국사이타이엔이게 오시존초9조메5-11 나카무라이사(또분	
	일본국사이타마켄외라비서쥬오1죠메17-30루네와라비(709고) 고기외라도서로	
	일본국사이타마켄이와쓰키시이와쓰키5085원	
(74) মেশ্রগু	아마양선지 일본국사이타마켄우라와서미나미우라와조메4~1604고 김원호: 송만호	

当从37 公島

## (54) 정전히 회상 현상용 토너 및 미것을 사용한 회상 형성 방법

#### Ro.

분 발명은 폭 넓은 정착 속도, 특히 20m/분, 또한 30m/분을 넘는 고속으로 현상 및 정복이 향해자는 용도로, 넓은 온도, 영역의 오프켓 저항 성능과 정착 성능을 응립시키며 또한 정착 회상의 내미모성, 내박리성이 무수한 정진히 화상 현상용 토네를 제공하는 것이며, 장기 토너는 플리에스테르 수지, 곽색제 및 미현제를 함유하여 이루어지고, 일정 허중 압출형 세관식 레오미터에 역한 유출 캐시 온도(1/b)가 70~105-0~5 중로 온도(1end)가 120~144c이다.

#### **GH**E

51

#### 4001

토너, 정전하 화상 현상용 토너, 화상 현정 방법

#### BAN

#### 丘巴의 水巴豆 监督

도 1은 일정 하층 압출형 세관식 레오미터의 실린터부의 구조를 도시한 모석도..

도 2는 증강법에 의한 유통 곡선의 일례.

## 발명의 상시할 설명

#### 单臂型 早零

## 里曾创 美可是 刘奎思OR 奥 그 보GR의 香油河臺

본 말명은 전자 시진법: 정전(府軍) 기록법 또는 정전 인쇄법에 사용하는 정전하 회장 현장용 토너께 간한 것이다.

전자 사건법으로는 미국 특허 제2,29%,691호, 일본국 특공소(特公昭) 42,23910호 공보 및 일본국 특공소 43,24748호 공보 등에 각종 방법이 기재되어 있지만, 통상은 광 도전성 감광체 등의 정전 잠상(潛像) 담 지체 상에 대전, 노광에 의해 정전 잠상을 형성하고, 미어서 미 정전 잠상을, 바인더 수지 중에 착색제를 합유하는 토너 조성물에 의해서 현상하여, 얼머진 토너 상(像)을 전사지(轉寫紙) 등의 지지체에 전자, 정 착하면 가서 화상을 형성하는 방법이 일반적이다.

이러한 정전 화상 현상법을 이용하는 장치로 복사기 또는 프린터를 들 수 있으며, 그 처리 속도는 메이커 및 증별에 따라 상이하지만, 예를 들어 A4지의 처리 매수로 환산하면 오피스용 프린터로 30매/분 정도, 오피스용 복사기로 60~100배/분 전후의 처리 속도를 가지는 장치가 많다. 특히, 근래의 현상 장치의 고속화에 따라 처리 속도가 서지 세로 방향 환산으로 1000배/분, A4지 기로 방향 환산으로 140배/분, 정 복 속도는 30m/분에 상당하는 고속기로 이행되고 있다.

또, 전력 절약화에 동반하여 토네의 정착에 드는 열량은 계속 감소되는 추세에 있어 정착시에 하트 홀로 부터 주어지는 열량이 적어지고, 히트 롤에 의한 가압 시간이 단축되기 때문에 양호한 사프 벨트성, 저온 정착성이 불가결하게 되고 있다.

또한; 고속기에서도 문제 발생시에는 현상 회상이 장시간 히트 홀과 접촉하여 지나선 열량에 노출될 가능 성이 높아 충분한 한 오픈셋 저항성이 필요하게 된다.

따라서, 여기에서 사용되는 정진하 화상 현상용 토너에는 현상 및 전자 성능 과 관계되는 미찰 대전 및 진기 저행 등의 전기적 성질과, 정착 성능 및 오프셋 저항 성능 등과 관계되는 열착 성질, 유통성 및 경 또 등의 분체(粉體)로서의 역학적 성질 면에서, 그 사용 조건에 대응한 적절한 수준이 요구되고 있다.

중래: 분체 토년용 수지 재료로 플리에스테르, 플리스티렌, 스티렌(메타)이크릴산 에스테르 공중합체, 스 티렌부타디엔 공중합체: 에ঙ木시 수지 등이 연구되어 사용되고, 수지의 상세한 설계에 관해서는 그 사용 조건에 따라 여러 제안이 이루어져 왔다.

특히, 히트 몸에 의해 정착을 행하는 토너용 수지에 대해서는 정착 성능과 오프셋 저항 성능의 항상을 목적으로 한 수많은 설계 예가 알려져 있으며, 기울 용용치의 점탄성(林澤性) 거동을 개선하기 위해 또는 온도 변호에 대한 응용 점도 변호를 억제하기 위해, 분자랑 분포의 확대, 기교 구조의 분명, 고부 탄성 자료 적용 등 여러 기술이 검토되어 왔다.

청근에는 하트 를 정확시인 메닌지 절강화 또는 고속화에 따른 저본 정착 성능에 대한 요구의 높이지 를 리에스테르 수지가 주유받고 있다.

지금까지의 '연구에서' 돌리에스테르 수지를 하트 통 정확용' 수지로서 사용할 수 있음미 '달리' 달려져 있다. 메를 들면, 일본국 특공소 52 -25420호 일본국 특공소 53 - 17496호, 일본국 특공소 55 - 49305호, 일본국 특개소(清明)면) 55 - 38524호, 일본국 특개소 57 + 37353호, 일본국 '특개소 58 - 11952호 등의 각 공보가 있다.

그러나, 중래 제안되어 있는 이를 발명으로는 한 오프셋 저항성을 재선하려 한 경우, 수지의 연회점이나 분자명을 높일 수밖에 없게 되어 쿨드 오프셋 저항성 및 저온 정착성이 악화한다. 또, 반대로 쿨드 오프 셋 저항성 및 저온 정착성을 개선하려 하는 경우, 수지 변화점 또는 유리 전이점을 낮추게 되어 한 오프 셋 저항성 및 물론강 저항성이 악화된다.

토터에는 삼기의 상반되는 성질을 균형이 맞게 잘 양립시킬 것이 요구되지만, 오프셋 저항성, 정책 강도, 대전성 등의 성능을 그 토니를 사용하는 정전 화상 현상 장치 및 사용 환경에 따라 크게 다르게 때문에, 목적에 따른 성능 설계가 필요하다.

이러한 수지의 열점 특성, 점도 특정 등의 성능을 간편히 측정하는 수단으로서 일정 하음(定向車) 입출형 세관적 레오미터가 있다.

일정 하중 입출형 세관식 레오미터는 용용물이 세관을 통과할 때의 점성 저항을 측정하는 것으로, 구체적 으로는 시마즈 세이지국소 제조의 플로우데스터 10FT + 500, 을 틀 수 있다.

본 총장 장치의 실린대부의 구조를 도 1에 도시한다.

도면에서 부호 1은 피스톤, 부호 2는 실린데, 부호 3은 히터, 부호 4는 다이, 부호 5는 다이 프레셔, 부호 6은 사료를 갖긴 나타보다.

[미, 장치를, 사용한 (응윤밥(界溫法)에, 인한 (흑정은 시험, 사간의 경화에 따라 일정한 비율로 증온하면서 시 합하는 것으로, 자료 60 고체역(固體域)으로부터 전미역: 고무상 탄성역을 거쳐 유동역에 도달하기까지 역 과정을 연속적으로 측정할수 있다는 이 장치에 의해 유동역에서의 각 온도의 전단(剪師) 속도 점도 를 강멸히 측정할수 있다.

승은법에 의한 유통 곡선을 또 2에 도시한다.

#0 영역(연회·곡선)은 사료 601 압독 기층을 받아 변형되어 개부 공극이 점차로 감소되어 가는 단계를 나 다변다.

B점은 내부, 공극이 소실되어 불균일한 응력 부포를 가진 제 외관이 균일한 1개의 투명제 또는 상(相)이 되는 온도이며, 고체역으로부터 전에역으로의 변곡점(變曲點)을 나타낸다. 이 온도를 연화 온도(4s)로 정의한다.

8C 염역(정지 곡선)은 유한한 시간(내에서는 피스톤(1)의 위치에 명료한 변화가 없으며, 또한 다이(4)로 부터 시로(6)가 유출되기 시작하기까지의 영역을 나타내고 시로(6)의 고무성 단정역을 포함한다. 결정 성 고분자의 경우는 이 영역이 좌고, 연화 온도는 다음 항의 유출 개시 온도에 기까운 값을 나타낸다.

(전염: 전도의 '저하에 '의해', 다이(4)로부터 서류(6)가 요출되기 서작하는 온도를 나타내고, 이 온도를 유 출 개시 '온도(Tib)로 정의한다.

ODE 영역(유출·곡선)은 GPD(4)로부터 시로(6)가 유출되는 영역을 (나타내고, 불가역적(才可265)인 점성 유용미 주로 이루어진다

1/2법에 의한 용용 온도(11/2)는 유출 곡선의 THEP 유출 종료 온도 Tend 사이의 피스트 스트로크의 1

/ 2점의 온도를 나타낸 것이다.

여기에서 규정되는 면화 온도(Ts), 유출 개시 온도(Tfb), 1/2법에 의한 용용 온도(T1/2), 유출 종료 온도(Tend)는 모두 정착시의 오프셋 저항성/ 저온 정착성에 영향을 주지만, 어느 쪽만가 하면, 영화 온도(Ts), 유출 개시 온도(Tfb)는 저온 정착성, 골드 오프셋 저항성에 대해 크게 기여하고, 1/2법에 의한 용용 온도(T1/2), 유출 종료 온도(Tend)는 항 오프셋 저항성, 분쇄성에 대해 크게 기여한다.

이러한 측정법에 의해 얼어진 점도 특성에 기초하여 이루머진 발명으로는 예를 들어 일본국 특개평기] -1909(3호가 있다. 이 공본에 기재된 토너는 한 오프셋 저항성은 뛰어나지만, 상기한 비와 같은 고속기에 서는 충분한 정착 성능을 얻기 어려워. 정착 속도가 20m/분 또는 30m/분을 넘는 고속기에 충분히 대응 할 수 있으며 넓은 온도 명역에서의 오프셋 저항 성능, 저운 정착 성능을 양립시키는 플리메스테르 토너 는 얼어지지 않았다.

상기, 공개 공보의 실시에에서는 고속 복사기(리고사 제조 FT8200)를 사용하며 토너의 화상 평가를 설시하고 있지만, 상기(복사기의 처리 속도는 A4 환산으로 80매/분이며, 정착 속도로는 약 16m/분이다.

또, 한편으로 정착시의 하트, 물로부터의 박리성을 부대하며 오프셋의 발생을 방지하기 위하여 토네 중에 미렇게(해판계)를 합유시키는 가을도 병행되어 연구되어 왔다. 지금까지는 플리프로필렌 왁스, 플리에틸렌 확스 등의 합성 왁스가 주로 검토되어 왔지만, 일본국 특개평 1~238672호, 일본국 특개평 3~5764호, 일본국 특개평 5~119509호 등에는 모탄 왁스(montan wax) 카르나무바 왁스(carnauba wax), 라마스 왁스, 등의 전면 왁스를 사용한 예가 제시되어 있다.

대전 제어제에 대해서도 지금까지 여러 가지가 검토되어 있고, 각각의 현상방식, 김광체의 극성에 따라 점(\*) 대전성의 대전 제어제가 부탁되어 왔다. 예를 들면 고속, 고내구성의 설립 감광체를 처음한 기구에 사용되는 점(\*) 대전성 토디에 사용되는 대전 제어제로는 니고로신체 염료, 4급 암모늄염 화활물 등이 일려져 있다. 이를 정(\*) 대전성 대전 제어제를 단독으로 또는 조합하여 사용한 메로는 일본국 특개평 1~259371호, 일본국 특개평 3~7948호, 일본국 특개평 5~119509호, 일본국 특개평 10~246991호 등이 있다.

고러나, 이들 각 공보에도 전술한 현상 방식에서 요구되는 모든 특성, 즉 고속 인쇄지의 현상 및 전사성 등과 관계되는 미활 대전 및 전기 저항 등의 전기적 성질과, 정확 성능 및 오르센 저항 성능 등과 관계되 는 열직 성질, 유통성 및 경도 등의 분체로서의 역학적 성질을 만즉시기는 발명은 개시되며 있지 않다.

또, 근래에는 프린터, 복사기 등으로부터 발생하는 유해 돌집미나 토난 속에 포함되는 중금속류를 극도로 저갑시키는 것이 환경 대책상 필요하게 되었다. 프린터, 복사기 등으로부터 발생하는 유해 물질은 토너속에 포함되어 있는 불순물이 열 정착시에 휘말되어 환경으로 유출되는 것이며, 지금까지의 토너를 기와 같은 유해 물질의 할은당 또는 발생에 대해서 통분하 배려하여, 쓸계되어 있다고는 할 수 없다. 또한, 토너 속에 포함되는 중금속록 또는 유해 물질은 그 종류, 갖조에 따라 인쇄시의 배형상부의 오염이나 토난 너속에 포함되는 중금속록 또는 유해 물질은 그 종류, 갖조에 따라 인쇄시의 배형상부의 오염이나 토난 의 비산을 일으키기 쉬워 토너의 인쇄 특성이라는 면에서도 배려되어야 한다. 특히 고속 인쇄 용도의 기구에서는 달의 시간을 열 정착되는 토너의 양이 많기 때문에, 통상의 프린터, 복사기 용도 이상으로 환경 오염대책 및 인쇄 품질에 대한 배려를 강구해 둘 필요가 있지만, 이러한 점에 대해서 통분한 대책이 이루어진 토너에 관한 발명은 이루어지 있지 않다.

## 型图的 的导现在 动长 刀墨客 五斑

본 발명은 폭 넓은 정착 축도, 특히 20m/분, 또한 30m/분을 넘는 고속으로 현상 및 정착에 현해지는 용도로, 넓은 온도 영역에서의 오프센 저항 성능과 정착 성능을 양립시키며 또한 정착 회상의 내미모성》대 박리성이 우수한 정전해 회상 현상용 토너를 제공하는 것을 문적으로 한다.

또, 본 발명의 다른 목적은 2성분 현상제용 토너로서 사용했을 때의 고속 인쇄, 특히 20m/분, 또한 30m /분을 넘는 고속 인쇄시에도 미칠 대전 성능 및 전기 제한 등이 변통되지 않고 인정된 현상 및 전사 성 등을 나타내는 고대구성의 수명이 긴 정접하 회상 현상용 토너를 제공함에 있다.

또, 본 발명의 다른 목적은 2성분 현상제용 토너로서 사용했을 때의 고속 인쇄, 특히 20m/분, 또한 30m /분을 넘는 고속 인쇄시에도 양호한 유통성을 나타내고/ 토너 보급후에는 캐리어와 선속하게 혼합되어 급속하게 소청의 대전량에 도달함으로써 바탕지 오염이 없는 고품위, 고화질의 인쇄 화상이 얻어지는 청 전히 화상 현상용 토너를 제공함에 있다.

또 본 발명의 다른 목적은 토테 속의 중금속 발유량 및 다환식 방향곡 탄화수소 함유량을 극도로 억제하는 또한 교수 인쇄, 특히 20m/분, 또한 30m/분을 넘는 고속 인쇄서에도 유해 휘발 성분의 발산을 극도로 의제하여 개통지 오염이나 토네 비전이 없는 고품위, 고화질의 인쇄 화상이 얼마지는 집전하 회상 현상용 토네를 제공할에 있다.

## 200 78 里平8

본 발명자들은 상기 교제를 해결하고 위해 연구를 가득한 결과, 본 발명에 도달하였다.

증, 본 발명은 폴리에스테르 수지, 취색제 및 미형제를 할유하며 미루어지는 토대로서, 상케 토데의 일정 하중 입출형 세관식 레오미터에 의한 유출 캐지, 온도(176)카, 70%~105% 유출 종료 온도(1960)카 120% ~144%인 것을 특징으로 하는 정신하 화상 현상용 토니를 제공하는 것이다.

문 발명의 정전하 화상·현상용 토너는 폭 넓은 정착 속도, 특히 고속으로 현상 및 정확이 행해지는 용도로, 보다 광범위한 온도 영역에서 양호한 정착 특성, 오프셋 제항성이 얻어지며 또한 정착 회상의 내미모성, 내박리성이 무수하다, 또, 충분한 역한적 강도를 가지기 때문에 현상 장치 내에서의 캐리어와의 마칠에 견디며, 스펜트 캐리어 및 토크 비산을 발생시키지 않고 비램이 없는 고등도, 고품위의 인쇄 화상을 안정되게 얻을 수 있다.

면화 온도(Ts) 및 유출 개시 온도(Tfb)는 너무 고온이면 저온 정확성이 약화되어 콜드 오프셋이 발생하기 쉬워진다. 또, 너무 저온이면 보존 안정성이 저하되어 핫 오프셋이 발생하기 쉬워진다.

따라서, 본 발명의 정전하 화상 현상용 토너의 연화 온도(Ts)는 60~80%인 것이 바람직하고, 60~75%인 것이 더욱 바람직하며, 유출 개시 온도(Ttb)는 70~105%인 것이 바람직하고, 85~100%인 것이 더욱 바 람직하다.

또, 1/2법에 의한 용용 온도(11/2) 및 유출 중로 온도(Tend) 모두 나무 고온이면 분쇄성이 악화되어 생 산성이 저하되기 때문에, 1/2법에 의한 용용 온도(11/2)는 110~140°C가 비림적하고, 120~140°C의 것 이 더욱:비림적하며, 유출 중로 온도(Tend)는 120~144°C가 바림적하고, 125~144°C가 더욱 비림적하다.

본 발명에서 규정하는 일정 하중 압출형 세관식 레오미터에 의한 Ts, T(b) 11.72, Tend는 하기의 조건하 에서 측정함으로써 얻어지는 값이다.

〈일정:하중 압출형 세관식 레오미터의 특정 조건》

- #피스톤 단면적 icm
- 실린더 압력 10.98MPa
- \*CD 일이 1m, 다이 출작경 1m
- 측정 개시 온도 50c
- · 台名 今日 6c/min
- \*시로 중량 1/59
- 또, 당연하지만 본 발명에서 규정하는 상과 Ts. Ttb; T1/2, Tend의 값은 촉정 조건에 따라 변동된다. 본 발명자들의 검토에 의하면, 예를 들며 상기에 기재한 알본국 특개평 T1 1999(3호에서 설정하고 있는 바와 같이, 상기 측정 조건 중에서 승본 속도만을 10c/min으로 하면, 6c/min에서의 측정치에 대하면 Ts, Tb, T1/2, Tend의 각 값은 5~8c 상승하는 것을 알 수 있었다.
- 본 발명의 청전히 화상 현상용 퇴내의 바인다 수저로는 토네 배합물로 상기 용용 특성을 나타내는 것이면 특별히 분자 구조나 조성이 한정되지 않으며 예를 들면 하기에 예로 드는 디카르본산과 다음을 통상의 방 법으로 돌수 축합하며 얼어지는 수저를 사용할 수 있다...

#### (1) 口升己甚处异。

[日升르본산으로는 예를 들면 유수 프탈산》 데레프탈산, 미소프탈산, 오르소프탈산, 마디핀산, 말레인산 유수 말레인산, 푸마르산, 미터콘산, 서트라콘산, 현사하므로 유수 프탈산, 테트라하드로 유수 프탈산, 시를로렉산대카르본산, 호박산, 말론산, 글루탈산, 미제라인산, 제바산산 등의 다카르본산 또는 고 유도 제 또는 그 에스테르회물을 들 수 있다.

## (2) 口含异

(4) 니콜ㅠ 또, 디올로는 에틸렌글리콜, 디메틸렌글리콜, 트리에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 디프로팔렌글리콜, 트리프로필렌글리콜, 부타디콜, 펙타디콜, 텍산디홀, 세클로렉산디메타콜, 비스페볼 A, 플리옥시메틸렌 L(2:0)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 및 고, 유도체, 플리옥시프로필렌-(2:0)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(2:0)-출리옥시에틸렌-(2:0)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(6)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(6)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(2:2)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(2:2)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(3:3)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(3:3)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(3:3)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(3:3)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로필렌-(3:3)-2;2-비스(4-히드록시페탈)프로판, 플리옥시프로판, 플리카프로필렌크리콜, 에틸렌옥시미드-프로필렌옥시미드 렌덤공중합제, 디콜, 에틸렌옥시미드-프로필렌옥시미드 탈록공중합제, 디콜, 에틸렌옥시미드-프로필렌옥시미드 탈록공중합제, 디콜, 에틸렌옥시미드-프로필렌옥시미드 탈록공중합제, 디콜, 베틸렌옥시미드-프로필렌옥시미드 탈록공중합제, 디콜,

## (3) 3개 이상의 다가 단량체

(3) 이 이 이 다시 그렇지 또, 상기의 디카르보산 및 디홀과 함께, 예를 들면 트리메리트산, 무수 트리메리트산, 피로메리트산 무수 피로메리트산 등의 3관등 미참의 다가 카르보산 또는 그 유도체 또는 그 에스테르화물을 들 수 있고, 또는 소르비를 1,2 3,6 - 핵산테트라를 1,4 소르비탄, 펜티메리소리를, 1,2 4 - 부탄트리를, 1,2 5 - 펜 만트리홀, 글리세티, 2 - 메틸프로판트리홈, 2 - 메틸 - 1,2 4 - 부탁트리올, 트리메티롤메탄, 트리메티롤포로판 리홈, 글리세티를 보고 3만등 이상의 다가 알물을 들 수 있고, 또는 크레플노볼막형 에족시 수저, 페플노볼락형 메폭시 수지, 메폭시키를 가지는 비닐 화법을 중합체, 또는 공중합체, 애폭시화 레종 사들에서본 독합물, 부분 메폭시회, 플리부터의 등의 5가 미참의 메폭시 화합물을 들 수 있고, 또한 비 스페플 4형 메폭시 수지, 비스페를 가려 마디엔 등의 5가 미참의 메폭시 화합물을 들 수 있고, 또한 비 스페플 4형 메폭시 수지, 비스페를 1형 이품시 수지, 비스페를 2형 메폭시 수지, 글리세티트리골리시일에 테르, 트리메티롤프로판트리골리시일에테르, 트리메티롤에탄트리골리시일에테르, 펜타에리소리톨테트리골리시일에테르, 트리메티롤프로판트리골리시일에테르, 트리메티롤에만드리골리시일에테르, 프라메티롤프로판트리골리시일에테르, 트리메티롤에만드리골리시일에테르, 등의 2~4가 메폭시 화합물 등을 필요에 따라서 사용할 수 있다.

본 발명에서의 톨리에즈테르 수지는 촉매의 존재하에서 생기 원로 성분을 사용하며 탈수 촉합 반응 또는 에스테르 교환 반응을 행할으로써 얻을 수 있다. 이 때의 반응 온도 및 반응 시간은 특별히 한정되지 않 지만, 통상 150~900c에서 2~24시간이다.

성기 반응을 행할 때의 홈페로는, 예를 들면 산화 대면, 산화 제1 주석, 대투리부틸티타네이트, 모노부틸 주석옥사이드, 디부틸주석옥사이드, 디부틸주석디라우레이트, 파라톨루엔술폰산 등을 적당하게 사용할 수 있다.

본 발명에서의 토너용 비인더 주지로는, 지금까지 예시해 온 화법을 및 제조 방법을 이용하여 본 발명에서 규정하는 토너의 용용 특성을 만족시키는 것이면 특별히 분자 구조 등이 한정되지 않지만, 그 중에서

도 특히 바람직한 실시예로는 다음의 방법이 있다.

즉, 본 발명의 정전하 화상 현상용 토너의 바인더 수지로 가장 바람직한 실시에는, 직쇄상 또는 가교 구조를 가지는 제, 플리에스테르 수지(A)이하 수지(A)라고 함)와 가교 구조를 가지는 제2 플리에스테르 수지(B): 이하 수지(B)라고 함)의 혼합 시스템을 사용함으로써, 각 수지에 가능을 분담시켜 고속기용 토너로 사용보한 성능을 받춰시키는 방법이다.

성기 방법에서는, 수지(A)에 주로 골드 오프셋 저항성, 저온 정착성을 담당하게 하고, 수지(B)에 주로 핫 오프셋 저항성, 강인성을 담당하게 하는 것이다.

또, 숙자(A), 및 수자(B)는 상기 성능을 만족시킨다면, 구조 중에 THF 불용분(不溶分)이 존재할 수도 있다. 본 발명에서 말하는 THF 불용분이란 합성한 수지 분말 19을 전용 여자(滅紙)에 취하고, THF를 용 매로서 속스레이형 '환류' 장치로 8시간 '환류한' 후의 여자 삼의 장사(残道)를 말한다. '또' 본 발명에서 말 하는 가교 구조란 '즐리에스테르 주쇄가 가지가 갈라진 형상으로 되어 있는 분기 구조 및 즐리에스테르 주 쇄가 그물고 형상으로 결합된 구조 '모두를 포함한다' 통상, 분기 구조의 플리에스테르에서 본 발명에서 정의하는 THF 불용분의 항유율은 80이며, 그물교 구조가 커짐에 따라 THF 불용분의 항유율은 커진다.

수지(A)로 사용하는 직쇄상 플리에스테르 수지는 상기 디카르본산류(I)와 디올류(2)를 탈수 축합함으로써 얻을 수 있다. 또, 분기 또는 가교 규조를 가진 수지(A)또는 수지(B)는 또한 8가 미상의 다가 단량체 (3)를 적당하게 사용함으로써 얻을 수 있다.

이상과 같은 관점에서 일정 히증 압출형 세관식 레오미터에 의한 각 온도 특성을 고려하면, 수지(A)의 연화 온도(Ts(A)), 유출 개시 온도(Ts(A)), 172법에 의한 용용 온도(J1/2(A))와, 수지(B)의 유출 개시 온도(Ts(A)), 1/2법에 의한 용음 온도(T1/2(B)), 유출 종료 온도(Tend(B))가 특히 중요해지는 것이다.

구체적으로는 추지(A)의 연화 온도(Ts(A))는 50~80'C인 것이 바람직하고, 그 중에서도 60~75'C의 범위 가 더욱 바람직하다.

또한, 연화 온도(Ts(A))와 유출 개시 온도(Tfb(A))의 차이가 작은 경부는 고결청성 때문에 분쇄성이 Lim 지마 또한 냉각시의 열 이런(履歷)에 의해서 결정성에 차이가 발생하며 토난의 용융 통성에 영향을 주게 되고, 뜻으 차이가 큰 경우는 사는 멜트성이 결여되기 때문에 저온 장취성이 악회되므로 5~20c인 것이

1/2일에 의한 응용 으도(하여사))는 20~(30%의 범위인 것이 비원질하고 ... 40~120%의 범위인 것이 다음 바람직하다.

진출한 (D)유로부터 : 유출 종류 온도(Tend(A))에 대해서는 주로 수지(B)의 Tend(B)가 토너 특성에 크게 영향을 주기 때문에, 수지(A)의 Tend(A)는 특별히 한정되지 않지만 (영재의 혼합 시스템을 고려하면 B)~ 140'c의 범위인 것이 바람직하고; 90~130'c 범위인 것이 더욱 바람직하다.

이러한 생등에 의해 규정되는 수지는 연화 온도가 낮으며 또한 결정성이 높기 때문에, 하를 통에 의한 정 참 프로세스에서 하를 통의 저온화, 또는 프로세스 속도의 교속화에 의해 부대되는 열 에너지가 감소한 경문에도 출분히 용용되어 붙는 오프젠 저항성 및 정착 강도가 우수한 성능을 발휘한다. 한편, 연화 온도(Ts)에 대해서는 주로 수지(A)의 Ts(A)가 토난 특성에 크게 영향을 주기 때문에 수지 (B)의 Ts(B)는 특별히 한정되지 않지만, 양자의 혼합 시스템을 고려하면 50는 100억의 범위인 것이 네람칙하고, 그 중에서도 70~90억의 범위가 단목 바람직하다.

또, 수지(B)의 연화 온도(Ts(B))와 무출 개체 온도(Th(B))의 차이가 지나치게 작은 경우에는, 정착 프로 세스시에 용용된 토너의 참도가 저하되어 용용된 토너홀의 내부 응접력도 급격히 저히되어 핫 오프센이 발생하기 쉬워지기 때문에, 30% 이상인 것이 비림작하고, 40% 이상인 것이 더욱 바람작하다.

또한, 수지(8)의 1/2법에 의한 용용 본도(Th(8)) 및 유출 종료 온도(Tend(8))가 모두 지나치게 낮은 경 유에는, 항 오프셋이 발생하기 쉬워지고 또 지나치게 높은 경우에는 분쇄성이 약화되어 생산성이 처하던 기 때문에, 개b(8)는 130는210c의 것이 바람직하며, 140-200c의 것이 더욱 바람직하고 유출 종료 온 또(Tend(B))는 140~220c의 것이 바람직하며, 150~210c의 것이 더욱 바람직하다.

인러한 성능에 의해 규정되는 수지는 고무 탄성 경향이 강하며 또한 높은 용용 정도를 가지가 때문에, 정 착 프로세스에서의 가열 용용서에도 용용된 토너출의 내부 음집력이 유지되고 한 오프셋이 잘 발생하지 않으며 또한 정착 후에도 그 강민합으로 인해 우수한 내마철성을 빌휘한다.

수지의 유리 전미 온도(19)에 대해서 실명하면, 19가 지나치게 낮은 경우에는 내열(耐熱) 보존정, 블록칭 저항성이 저하되고, 또 지나치게 높은 경우에는 저온 정확성에 영향을 비치기 때문에 본 발명에 사용되는 수지(A)와 수지(B)의 유리 전미 온도는 양자를 혼합 시스템으로 한 수지인 경우 또는 영자 각각 단독인 경유 머느 족미나 45~75℃인 것이 비람직하고, 그 중에서도 19가 50~75℃인 것이 특히 바람칙하다.

수지(A)와 수지(B)를 밸런스가 암호하게 배합할으로써 넓은 본도 영역에서의 오픈셋 저항 성등과 성착 성 등을 동부하 만족시키는 독년을 제공할 수 있다.

수지(A)와 주지(B)의 중량 비율 M(A)/M(B)이 지다치게 작은 경우에는 정확성에 영향을 미치고, 또 지나 치게 큰 경우에는 오프셋 저항성에 영향을 미치기 때문에 1/9~9/1인 것이 비림직하고 2/8~8/2인 것이 더욱 바람직하고, 3/7~7/3인 것이 가장 바람직하다.

또, 수지(A)와 수지(B)의 | / 2번에 의한 용용 온도를 갖각 11 / 2(A), 11 / 2(B)로 했을 때 11 / 2(A) <11 / 2(B) 이면 되지만, 특히 저온 정확성과 오프셋 저한성 양립의 관점에서 또 수지인의 점도 처리에서 오는 문제를 발생시키지 않고 용용 혼련을 행할 때에 군일하게 혼합하기 쉽게 하기 위해서는 11 / 2(B) - 11 / 2(A)의 범위는 20~120억인 것이 바람직하고, 30~110억인 것이 더욱 비람직하다.

수지(內의 기타 기용분(可容分)의 분자랑으로는 중량 평균 분자랑(例)이 3000~50000이 대략적하고, 4000

~3000001 더욱 바람직하다. Mw/Mn은 8 이하인 것이 바람직하고, 4 이하인 것이 더욱 바람직하다. Mw 가 3000 미만인 경우에는 토너가 응집 현상을 발생시키기 쉬워 보존시나 인자(印字)시에 문제가 되기 십 고, Mw가 50000을 넘는 경우에는 정착성이 악화된다. 수지(B)로는 THF 가용분의 Mw는 60000 400000, Mw / Mn은 10 이상인 것이 바람직하다. Mw가 60000 이하인 경우에는 토너가 정착시에 오프셋 현상을 발생시 키기 쉽고, Mw가 400000을 넘는 경우에는 정착성이 악화된다.

또 산가(함實)에 대해서 설명하면 수지(A)의 경우나 수지(B)의 경우에도 흡습성의 증대에 의한 대전량의 저하를 발생시키자 않고 보존성 전상성의 관점에서 보면 20 이하기 바람직하고, 그 중에서도 10 이하면 것이 특히 바람직하다.

본 발명에서 사용할 수 있는 착색제로는 주지된 것을 들 수 있다. 흑색계 착색제로는 제법에 의해 분류되는 데니스 클렉(furnace black), 채널 탈렉(channel black), 아세틸렌 클렉(acetylene black), 서얼 블렉(thermal black), 램프 블렉(lamp black) 등의 카본 블렉(carbon black)를 들 수 있고, 청색계 착색제로는 프라로시아닌(phthalocyanine)계의 C. I. Pigment Blue 15-3, 인단스론계의 C. I. Pigment Blue 60 등을 들 수 있고, 정색계 착색제로는 키나크리토계의, C. I. Pigment Red 122, 미조계의 C. I. Pigment Red 22, C. J. Pigment Red 48 J. C. I. Pigment Red 48 J. C. I. Pigment Red 57, 기능을 들 수 있고, 활색계 착색제로는 이조계의 C. I. Pigment Red 48 J. C. I. Pigment Red 57, 기능을 들 수 있고, 활색계 착색제로는 이조계의 C. J. Pigment Vellow 12, C. I. Pigment Vellow 13, C. J. Pigment Vellow 14, C. T. Pigment Vellow 17, C. I. Pigment Vellow 15, D. J. Pigment Vellow 15, D. J. Pigment Vellow 15, D. J. Pigment Vellow 15, C. J. Pigment Vellow 15, D. J. Pigment Vellow 15, C. J. Pigment Vellow 15, D. J

미를 중에서도 특히 키보 블랙을 사용하는 경우에는 다환식 방향족 탄화수소 함유량이 [5ppm 이하면 개본 블랙을 사용하는 것이 바람적하다. 더욱 바람적하게는 다환식 방향족 탄화수소 함유량이 [2ppm 이하면 카본 블랙이다: 이외 같은 기본 블랙으로는 Regal 330] Resal 330R, Vulcan XC 72, Vulcan XC 728, Black Pearls L, Black Pearls [300] Megul 나(이상, 키봇 스페렐티 케미컬즈 잉크 제조), Raven 5750, Raven 3500, Raven 3500, Raven 780(이상 클럼바이카본 제조), Mitsubishi #44(이상, 미쓰비시기가부 제조)가 있다. 다환식 방향즉 탄화수소에는 벤즈피렌, 안트라센, 벤즈피렌 페나스린, 피린 등이 있고, 이름은 말암성 물질이다. 또 이를 화합물을 15ppm 이상 함유하는 카본 블랙을 토너용 취색제로 사용하면 대전량의 저하가 말이나 비화상부의 오염이나 토너의 비산이 발생하기 쉬워진다.

또, 본 발명의 정전하 화상 현장용 토너에 사용되는 미형제는 공지된 폴리프로필션 위소, 폴리메틸션 확 스, 변성 폴리옵레핀 왁스, 고급 지방산 메스테르, 피셔트롭슈 왁스, 그래프트 중합 왁스, 고급 지방주 알콜, 아미드계 왁스, 천연 왁스 등을 서용할 수 있지만, 고, 중에서도 고급 지방산 에스테르 화합불 및 / 또는 지방증 일괄화합물 및 /또는 피셔트롭슈 왁스를 주성분으로 하는 왁스를 주성분으로 하는 이형제는 즐리에스테르 수저 중에서의 분산성이, 양호하고, 또 이형성, 슬라이드성이, 양호하여 내림직하다. 이를 왁스를 토너 중에 첨가하는 경우, 같은 양의 플리프로필센 왁스, 플리에틸렌 왁스 등 플리롤레핀계 왁스 와 비교하여 보다 양호한 핫 오프셋 저항성, 정확 강도가, 얼어진다.

또. 추가로 미들 왕스는 히트 를 정착체의 오프센 현상을 받지하는 이렇게로지의 작용 미외에, 다수 매. 장시간의 인쇄에도 캐리어 표면에 부칙되지 않고 토니에 인정된 대전을 부며하며, 비산 토너의 발생 등 데 없어 고품위, 고청제도의 화상 인쇄를 가능하게 한다.

고급 저망산·제즈테르 회장을 및 기또는 지방증 얼굴 회장물을 추정분으로 하는 역스로는 카르마유바 왁스, 모토계 에스테르 왁스, 리이스 왁스, 패각을 왁스, 리놀리 왁스 또는 하기 일반식 4 내지 8로 나타 내어지는 화장물이 있다.

[일반식 4]

(B) 경우 R는 전로소속 제국 40억 문화수 소기이며, 적어도 여도 하나가 된소수가 12 이성인 생상 문화수소기를 나타낸 );

[일반식 5]



化水 Bally Residence (1948) 自动本人知识,对研究的自动化疗造体,它可必可知必迫或不不为 是上日胃)

## [일반식 6]

$$R_1$$
  $C$   $R_2$   $C$   $C$   $R_3$ 

(A), R 및 R는 탄조수 1~40의 단회주소기이며, 적어도 이는 하나가 탄조수 (2:0)상의 쇄상 탄화주소기를 나타범)

## [일반식7]

(유)은 탄소주 12~40의 탄화주소기, 요는 탄조주 1~40의 탄화주소기이고, 또 6+6=4이며, 6는 1~4의 정 - 소를 나타내고, 6는 10~3의 청소를 나타낼) [일반적 8]

$$\begin{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} H_2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(R), R, 및 R,는 (탄소수, T~A0의 (탄회수소기이며), 적어도 어느 하나가 탄소수 (2.0)상의 쇄상 탄회수소기이고, 또 a 및 c는 0~2의 청수이며, a+c=20고, b는 1~4의 청수이며, d는 1 또는 20고, 또한 e+d~(원)) 상기 일반식으로 나타내어지는 확스의 구체적인 예로는 다음의 화합률이 있다. [왁스 1] : 일반식 4의 구체적인 예

[왁스 2];일반식 5의 구체적인 예

[왕조 3] 경발의 6의 교체적인(예

기왁스 41 일반성 7의 구체적인 예

1왁스 51,일반식 8의 구체적인 예

[목소 6] 유일반식 8의 구체적인 예

$$\begin{array}{c} G \\ H_{3} = G \\ G = G \\$$

또, 카르나우바 왕소로는 경제(精製)에 의해 유리 지방산을 제겨한 탈유라지방산형 카르나우바 왁스를 사용하는 것이 바람직하다. 탈유리지방산형 카르나우바 왁스의 산기로는 8.0하가 바람직하고, 산기 5.0 하기 더욱 바람직하다. 탈유리지방산형 카르나우바 왁스는 종래의 카르나우바 왁스보다 미세 결정이 되어 플리에스테르 수지 중에서의 분산성이 향상된다. 몬탄계 에스테르 왁스는 광물로부터 정제된 것이며, 정제에 의해 카르나우바 왁스와 같이 미세 결정이 되어 플리에스테르 수지 중에서의 분산성이 향상된다. 본단계 에스테르 왁스에서는 산가가 특히 30 이하면 것이 바람직하다. 또,라이스 왁스는 쌀겨 왁스를 정제한 것으로 산가는 13 이하면 것이 바람직하다.

패각층 왁스는 패각층(별명 백립층(白蟬蟲))의 유총이 분비하는 왁스 형상 성분을, 예를 들면 열탕에 녹여 상층을 분리한 후 범각 고화하여 얻거나, 또는 상기 과정을 되풀이함으로써 얻을 수 있다. 미러한 수단에 의해 정제된 패각층 왁소는 고체 상태에서 백색이며, 매우 날카로운 용점을 나타내며 본 발명의 토너용 왁스로 적합하다. 정제에 의해 산가는 10 이하가 되고, 토너용으로 바람직한 것은 5.이하이다.

리돌린 왁스는 양털에 부족되는 왁스 형태 물질을 정체하고 탈수한 것으로, 산가로는 8 이하인 것을 사용하는 것이 바람직하고, 산가 5 이하기 면목 바람직하다.

지방족 알콜 화합물을 주성분으로 하는 이형제는 파라핀, 올레핀 등의 산화반응에 의해 얻어지는 고급 알 물을 주성분으로 하는 것을 들 수 있다.

'자방쪽 일콜을 주정보으로 하는 이렇게는 예를 들면 '유니린 4251... '유니린 550, (이상 페트로라이트 (주)), 'NS 92401., '파라콜 5070, (이상 미혼세이로(주)) 등을 들 수 있다. 미서트롭슈 왁스로는 사를 왁스가 적합하다.

사를 약소는 단단하고 결정성의 약소이며 또한 응점에 비해서는 저정도인 것을 특징으로 하고, 사를 약소 배, 42, 16, C2, C2, C3, C4, C2N3, 미립자 타입의 배, N6, SPRAY 30, SPRAY 40, 산화, 타입인 사를 약소 A, A2, A3, A6, A7, A14 등이 존재하지만, 미, 중에서도 사를 막스 C1, C2, C3, C4, C2N3 등의 C 사라즈 만 것이 본 발명에서 가장 적합하며 바람직하다.

미상의 구체적인 예 중에서도 특히 산가 8'이하의 카르샵유바 왁스, 패각총 왁스 및 펜타에리스리톨의 테 트리베페틸에스테르인 왁스 4가 본 발명에서, 사용활 수 있는 가장 바람직한 왁스이다.

본 발명의 왁스로는 용점이 65~130'c의 범위에 있는 것이 오르셋 저항성 대해 크게 귀대하며 특히 바람 직하다.

이렇게는 '단'독으로 사용하거나 조합시켜 사용할 수도 있으며, 바인데 수치에 대하여 0:3~15중량뿌, 비람 작하게는 1~5중량뿌 합유시킴으로써 양호한 정착 오프셋 성능이 얻어진다. 0.3종량부보다 착으면 오프 셋 저항성이 손상되고, 15중량부보다 많으면 토너의 유통성이 악화되며 또 캐리어 표면에 부착됩으로써 스펙트 캐리어가 발생하며 토닉의 대전 특성에 악영향들 주게 된다.

또, 폴리아이드 왁스, 그래프트 중합 왁스, 변성 폴리돌레핀 왁스, 폴리프로플렌 왁스, 폴리메틸렌 왁스. 등의 합성 왁스도,본 발명의 왁스와 병용하며 사용할 수 있다.

본 발명에서는 필요에 따라 입의의 전혀 제어제를 사용할 수 있다.

본 발명에 사용되는 정(\*) 대전성 전하 제어제는 토니에 정(+) 대전성을 무대하는 화한물이라면 특별히 한정되지 않지만, 트리페실에라게 엄로, 너그로신게 연료, 약모등면, 4급 암모등기 및 /또는 아미노 기를 할목하는 수지인 것이 바람격하다. 이들 화한물은 단독으로 사용하는 것 이외에, 2층 이상의 대전 제어제를 병용할 수도 있다. 정(+) 대전성 제어제로는 하기의 상품을 들 수 있지만, 폐시한 것에 한정되 지 않는다.

트리페널메틴계 열료로는 예를 들면 'FOIL BLUE (오라엔트가기구(주)), 'FOONT BLUE 'PRG (크리리오토 (주))' 등을 들 수 있다: 니그로전계 열료로는 'ONGROSINE BASE'EX, 'FOIL BLACK BS.', 'BONTORON N=01', 'FOONTORON N=01', 'BONTORON N=21.' (이상 오라엔트카기큐(주)) 등을 들 수 있다.

4급 임모등면 회합물로는 'RONTORON P-51' (오라엔트키가쿠(주)); 415. (이상 호도카야카가큐(주)) 등을 를 수 있다. OTP = 302 15 TTP = 610 1 TTP =

사라 암모늄기 및 《또는 아미노기를 할은하는 수지로는 "FCA-201-PS」(후지쿠리카세이(추)) 등을 들 수

4급 암모늄염 회합물로는 하기 일반식 1, 일반식 2, 일반식 3 중에서 선택되는 처마도 일증인 것이 특히 테본작하다. 일반식 1의 화합물에는 본토론 P-51; (오라멘트가기구·제조)이 있고; 일반식 2의 회합물에 는 IP-302, TP-415; TP-6103 (축도가이가기쿠 제조)이 있다; [일반식 1]

수 있음)

#### [일반식 2]

$$\begin{bmatrix} R_4 & R_2 \\ R_3 & \end{bmatrix} A^{-1}$$

(식 중에서, R., R., R., 및 R.는 각각 독립적으로 수소 원자, 탄소수 1~22개의 알립기 또는 알케닐기, 탄소수 1~20개의 비치환 또는 지환 방향즉기, 탄소수 7~20개의 이탈킬기를 나타내고, AT는 물리보덴산 음 미본 또는 당스덴산 음이온, 물리보덴 또는 당스덴 원자를 포함하는 헤테로플리산 음이온을 나타냄)

$$\begin{bmatrix} R_1 & R_2 & COOM \\ R_1 & R_2 & R_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2 & COOM \\ R_3 & R_3 \end{bmatrix}_{Y} \begin{bmatrix} SOn)m & R_3 & R_3q \\ R_3 & COO \end{bmatrix}_{Z}$$

(식 중에서, m2 1, 2 또는 3을 나타내고, n2 0, 1 또는 2를 나타내며, N2 수소 원자 또는 1가의 금속이온이며, X 및 7는 1 또는 2를 나타내고, Y는 0 또는 1을 나타내며, 또한 X=1일 때 Y-1, 7=101 되고, X=2일 때 Y-0, 7=2가 되며, R2 Ra는 수소, 탄소수 1~30의 직쇄상 또는 분기된 포함 또는 불포함 알 될기, 탄소수 1~4의 알콕살렌키, 일반석 (-22~5의 알퀼렌-0)n-R(단, R2 수소 또는 탄소수 1~4의 알콕〉의 또는 마살기이며, 6은 1~10의 정수의)으로 나타내어지는 플리알킬옥실렌기를 나타내고, R, R, R, R는 수소 또는 탄소수 1~30의 직쇄상 또는 분기된 포함 또는 불포함 알칼기 또는 일반식 (-대)으대, -0)n-R(단, R2 수소 또는 탄소수 1~4의 알콕〉의 또는 반소수 1~30의 직쇄상 또는 분기된 포함 또는 불포함 알칼기 또는 일반식 (-대)으대, -0)n-R(단, R2 수소 또는 탄소수 1~4의 알칼기 또는 이얼기에며, 6은 1~10의 정수의)으로 나타내 대지는 옥사에 탈기, 또한 탄소수 8~12의 단해 또는 다한 지원식 강기(發基), 단한 또는 다한 방향측 찬기 또는 반양 지방을 전기를 나타낸)

보다 구체적으로는 다음의 각 화합물이 있다.

## (1-1)

$$(2-1)$$

$$\begin{array}{c} \text{(2-7)} \\ \hline \\ \text{CH}_3 & \begin{array}{c} \text{C}_{16}\text{H}_{33} \\ \\ \text{+} \\ \text{C}_{16}\text{H}_{33} \end{array} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{(H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{12})^{10} \\ \text{(2-8)} \\ \hline \\ \text{CH}_3 & \begin{array}{c} \text{C}_{18}\text{H}_{37} \\ \\ \text{C}_{18}\text{H}_{37} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{(H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{12})^{10} \\ \text{(2-9)} \\ \hline \\ \text{CH}_3 & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_{16}\text{H}_{33} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{(MosO}_{26})^4 \\ \hline \\ \text{CH}_3 & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_{16}\text{H}_{33} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{(MosO}_{26})^4 \\ \hline \\ \text{CH}_3 & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_{16}\text{H}_{33} \end{array} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{(MosO}_{26})^6 \\ \hline \\ \text{(2-11)} \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 & \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{C}_{18}\text{H}_{37} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{(H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{42})^{10} \\ \hline \end{array}$$

$$.(3-1)$$

$$\begin{bmatrix} c_{3}H_{7} & c_{3}H_{7} \\ c_{3}H_{7} & c_{3}H_{7} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_{3}H_{7} & coo \\ c_{3}H_{7} & coo \\ c_{3}H_{7} & coo \end{bmatrix}$$

이상, 에시한 전하 제어제는 2층 이상을 병용하여 사용할 수도 있다...예를 들면, 나고로신계 염료와 4급 임모늄임 회합물을 병용하는 경우는 사용, 비율이 17.9~9/1인 것이 바람직하고, 2√8~8/2인 것이 더욱 바람직하다.

니크로신계 (영료는 정(\*)) 대전 부여 등록이 높고, 4급 암모늄영 화합물은 대전의 균일성 안정성이 우수하다. 양지를 병용할으로써 연속 인쇄시에 바래지 않은 선명한 인쇄 화성이 인정되게 알어진다. 본 발명의 토너 중에 잔류하는 휘발성 이번 합유량은 150ppm 이하기 바람직하다. 휘발성 이번 합유량은 본 발명의 기술적 효과를 최대한으로 하는 데는 이후에이 가장 바람직하지만, 통상은 0을 넘어서 150ppm 이하기 된다. 보다 바라직하게는 0을 넘어 데는 이후에 이하기 적당하다. 150ppm보다 많은 경우는 연속 복사자의 보생이는 보다 바라직하게는 0을 넘어 때외하게 하기된다. 보다 바라직하게는 0을 넘어 데이후에 이하기 적당하다. 150ppm보다 많은 경우는 연속 복사자의 비용지 오염(백자부로의 토너 부칙)이 일어나기 취위진다. 또 복사내 프린터 사용시에 발생하는 회 발성 화학 물질은 특성 의용 문제 등의 관점에서 그 발생의 제어, 관리가 필요하며, 그러한 환경상의 배려로부터도 토너 속에 잔류하는 휘발성 이만 합유량은 150 ppm 이하기 바람직하다.

취발성 이민 성분의 발생 원인은 여러 가지가 있지만, 원래 휘발성 마민을 포함하거나 또는 열 분해에 의해 위발성 마민을 발생시켜는 4급 암모름염 교조를 가지는 청(+) 대전성 전하 제어제가 주된 발생원이다. 따라서, 투덕 속에 간류하는 휘발성 마만 합유량을 삼기 범위로 하기 위한 수단으로는 휘발성 마만 성분의 함유량이 작거나 또는 열 분해 등에 위해 휘발성 마만을 발생시키지 않는 4급 암모름임 구조를 가지는 정(+) 대전성 전하 제어제를 사용하거나 또는 '하기의 강제 불기 처리를 하는 것이 유효하다.

강제 틀기 처리인 일레로는 토너 용용 폰런시의 취합성 아민 성분의 제거를 들어수 있다. 특히, 토너의 각 원료를 폰합하여 용용 폰건하기 전에, 전하 제대제를 비만더 주지 중에 고농도가 되도록 배합하고, 이 것을 분간 처리하는 예비 혼란(일반적으로는 마스타 배치 처리라고 불리는 공정)시에 강제 틀기 처리를 행하는 것이 휘말성 마면 성분의 저감에 매우 효과적이다.

본 발명에서는 4급 암모늄염 화합물로 상기 화합물 중에서 특히 (1-1), (2-1), (3-1), (3-2)의 화한 물을 바람직하게 사용할 수 있지만, (1-1) 화합물을 사용하는 경우에는 열 분해에 의해 트리부틸이민이 발생할 가능성이 있어 삼기 강제 통계 처리에 의해 한유량을 국도로 낮을 필요가 있다.

또, 본 발명에서는 나그로선계 전혀 제어제를 '비림직하게' 처용할 수 있지만, 이 경우에도 휘발성 이만 함으로 직접이 보다 직거나 상기 성분을 포함하지 않는 것을 사용하는 것이 '비림직하다', '나그로신계' 전하 제어 제에서의 휘말성 이만으로는 마닐면을 들 수 있다. '마탈린이' 함유되어 있는 경우에 그것을 처감시키는 방법으로는 상기 4급 암목처럼 회합을 중의 휘말성 '마만량을' 줄이는 수법과 미친가지로 강제 달기 처리가 유효하다. '보 발명의' 퇴접 중의 아닐린 합유량으로는 '이야한 이하면 것이 비림적하다. '고'이상대면 의취를 느끼게 되고 또 비래저게나 토너 비산이 발생하기 취위진다.

또한, 본 발명에서 비림적하게 사용할 수 있는 경을 업모는면의 예로 (2-1)의 회장물이 있다는 것을 미미 기재하였지만, 상기 회장물을 사용하는 경우에는 토법 중의 합유량을 물리보던 원자로의 환산으로 500mig /병 이하로 하는 것이 바람직하고, 3500mg/kd 이하로 하는 것이 더욱 바람직하다, 5000mg/kg 이상에 서는 바라지거나 토너 비상이 발생하기 원교, 또 물리보덴이 중금속이라는 점에서 토너 중에 다량 포함되 는 것은 비림적하지 않다.

[용 발명에 사용되는 부(-) 대전성 전하 제어제는 토너에 볶(-) 대전성을 부여하는 화합물이면 독별히 한 정되게 않지만, 이주계 금속 축체(염), 살리살산계 금속 축제(염), 벤질산 금속 축제(염), 태트라페실 금 즉 추체(염), 카릭스이렌형 페들계 축합물, 환상 플리사카라이오, 수지계 대전 제어제인 것이 비림직하다.

이조계 금속 착체(염)로는 'RONTORON\_\$~344'... 소있다. (BONTORON S=44) (OI상 오리엔트기카쿠(주)) 등을 를

살리살산계 금속 축제로는 (BONTORON E - 81) , (BONTORON E - 84) , (BONTORON E - 88) (Q)상 오리엔트, 기기구(주)) 등을 들 수 있다.

벤질산 금속 착체로는 「LR = 147」, 「LR = 297」(일본킬닷(주)) 등을 볼 수 있다.

데트라페닐계 금속 착제로는 「COPY CHARGE NX」(크라리안토(주)) 등을 들 수 있다.

카릭스이렌형 화합물로는 /BONTORON E분89」, /BONTORON F분21」(이상 오리엔트가가쿠(주))을 들수 있

환상 플리사카리이드로는 「COPY CHARGE NCA」(크라리안토(주))를 들 수 있다.

소지계 대전 제어제로는 'FCA-1001-NS)(후지쿠라/베이(주)), FCOPY LEVEL NCS.(크라리안토(주)) 등을 들 수 있다.

· 무조는 명확하지는 않지만 호도가마가가로 제조의 ' 이사-105, 도 무색의 부(-) 대전 제미제로써 비용 직하게 사용할 수 있다.

전하 제어제의 합유량은 비인데 수지 100중량부당 0.3~10중량부 사용하는 것이 비담적하고, 1~5중량부 사용하는 것이 더욱 바람직하다.

본 발명에서의 점진하 화상 현상용 토너는 상기와 같은 폴리에스테르 수지로 이루어지는 바인데 수지, 착색제/ 이형제, 대전 제어제를 필수 성분으로 하며 구성되지만, 기타 점가제를 포함하도록 할 수도 있다. 일레로서: 메를 들면 금속 비누, 스테미린산 마면 등의 활제(滑刺)를, 연미제로써 예를 들면 산화 제毒, 탄화규소 등을 사용할 수 있다.

또, 착책제의 일부 또는 전부를 자성(磁性) 분말로 치환한 경우에는 자성 1성분 현상용 토너로 사용할 수 있다. 자성 분말로는 철, 교발트, 뇌벨 등의 강자성 금축 또는 마고네티미트, 헤마티미트, 페라미트 등의 합금이나 화합물의 분말이 사용된다. 미를 자성 분말은 필요에 따라 유기 규조 또는 티틴 화합물 등에 의해 소수한 처리한 것도 바람직하게 사용된다. 지성 분말의 합유량은 토너 중량에 대하며 15~70중 당자 바람직하다. 당기 바람칙하다

본 발명의 토너는 특정한 제조 방법에 의하지 않고 매우 일반적인 제조 방법에 의해 얻을 수 있지만, 예 를 들면 수저와 취색제와 대전 제어제를 수지의 용접(면화점) 미상으로 용용 혼란한 후, 분쇄하여 분급 (分級)함으로써 얻을 수 있다.

구체적으로는 예를 들면 상기의 수지, 착색제, 미형제 및 대전 제대제를 필수성분으로 하며 응용 포견을 할하기 전에 미리 현실 및서 등에 의해 교일하게 혼합한다는 이 혼합의 조건은 특별히 한정되지 않지만, 원하는 교육할이 얻어저도록 및 개의 단계로 다눠 혼합할 수도 있다. 여기에서 사용하는 착색제 및/또는 대전 제어제는 수지 중에 교일하게 분산되도록 미리 플러싱 저리 또는 수지와 고농도로 응용 포련한 마스터 배치를 미용할 수도 있다.

상기 '문합물을 2물, 3물, 기압, 너머 또는 2혹 압출기 등의 본환 수단에 의해 논합한다. 10 때 수지 충에 검색제 등이 근일하게 분산되면 되며 그 용용 논련의 조건은 특별히 한정되자 않지만, 통상 80~180%에 해서 회존 2시간이다. 물산 8분 통상 물량 벨트, 물건 등에 의해 생각하지만 생각 조건에 따라 이렇게의 분산 상태가 변화되기 때문에 원하는 분산 상태가 되도록 생각 조건을 설정할 수 있다.

또,, 필요에 따라 미체 분쇄 공정에서의 부하의 경감 및 분쇄 호율의 항상을 목적으로 한 조분쇄(粗粉等) 를 한다., 조분쇄에 사용하는 장치, 조건은 특별히 한정되지 않지만, 로트프렉스, 파라페라이저 등에 의 해 3mm 메쉬 페스 미하의 입경으로 조분쇄하는 것이 알반적이다.

이어서, 단보 일, 쿠리푸트론 등의 기계의 분쇄기, 소용통이의 제트 일, 카운터 제트 일, 충돌판의 제트 일 등의 에어의 분쇄기로 미세, 분쇄하여 풍력 분급기 등에 의해 분급하는 방법을 들 수 있다. 미세, 분쇄 및 분급 장치, 조건은 원하는 외경, 입경 분포, 입자 형상이 되도록 선택, 실정하면 된다.

토니를 구성하는 입자의 제적 명군 입경은 특별하 제한되지 않지만 통상 5~15세가 되도록 조정된다.

통상, 이와 같이하며 얼어진 토더에 대해서는 외부 참가제가 예를 들면 한살 막사 등의 혼합기를 사용하는 이 혼합된다.

본 발명에서는 토너의 유통성 항상, 대전 특성 개량 등 토너의 표면 개질(改寶)을 위해 여러 汉지 참가제(외부 참가제라고 함)를 사용할 수 있다. 본 발명에서 사용할 수 있는 외부 참가제로는 제를 들면 비신화 규소, 산화 티탄, 알루미나 등의 유기 미분제(微粉體) 및 미들을 설리콘 오일 등의 소수화 처리제로 표면 처리한 것, 수지 미분제 등이 사용된다.

그 중에서도 외부 청카제로자 비람취하게 사용되는 것으로는, 이산화 규소를 각종 폴리오기노실록산이다 실락 커플림제 등으로 표면 처리한 소수성(대자)들 가지는 실리카 등을 들스 있다.

구체적으로는, 다음과 같은 장품명으로 시판되어 있는 것이 있다.

'AEROSIL : R972 : R974 : R202 : R805 : R812 .. RX200 : RY200 : R809 .. RX50 : RA200HS .. RA200H(나온이네글필(주)) WACKER; HOK H2000, H2050; H3050, HVK2150(头9)(10)引导点(本));

Nipsil: \$8-10, \$8-15, \$8-20, \$8-50, \$8-60; \$8-100, \$8-50B, \$8-50E, \$8-10E, \$8-40, \$8-70... \$\$ - 72F. (只色台刊过证(奈))。

CABOSIL:TS-500. TS-530、TS-610; TS-720; TG-808F。TG-709F; TG-810G; TG-811F, TG820F(尹)吴-스페셜티 : 케미컬조 : 잉크);

또, 산화티틴은 친주성 그레이트일 수도 있고, 목탈실란 등으로 표면 처리한 소수성 그레이트인 것일 수

도 있다. 예를 들면, 하기와 같은 상품명으로 시판되어 있는 것이 있다. 산화 티탄 1805(데구사(주)), 산화티탄 P25(니혼이에로질(축)) 등이다. 또, 알루미나로는 산화 알루미늄 C(데구사(추)) 등을 들 수 있다.

'미상에 예시한 것 중에서도 부피 밀도가 100g/ L 미하이고 BET 표면적이 100~250m / g인 소수성 실리카를 사용하는 것이 바람직하고, 부피 필도가 80g/1 이하이고 BET 표면적이 120~230m// 9인/소수성 실리카가 더욱 바람직하다. 또한, 핵사메틸디실라장: 아미노실란 및/또는 환상:실리잔으로 표면 처리된 소수성,실리카가 가장 바람직하다.

부피 말도가 100a/1 이상, 또는 BT 표면적이 100m/g 이하인 소수성 실리카는 본 발명에서 목적으로 하는 2성분 현상제용 토너로 사용했을 때의 고속 인쇄, 특히 20m/분, 또한 30m/분을 넘는 고속 인쇄시에 양후한 유통성을 나타내지 않는데.. 그러므로, 토더 보급시에는 캐리어와 빠르게 혼합되지 않아 급속하게 소정의 대전량에 도달할 수 없어 비탕지 오염이나 토너 비산이 발생한다. 또, 인쇄 회상에서도 하전 주변부가 흐려져 인쇄 회상에 선명하지 않게 된다.

이를 받지하기 위해서는 실리카를 다량 외점할 필요가 있으며, 이렇게 하면 확실해 유동성은 향상되어 고 속 인쇄에서도 고품와, 고화절의 화상을 얻을 수 있지만, 실리카를 다량 외점함으로써 감광체 상에 실리 카가 부탁되기 쉬워지고, 최악의 경우에는 김광체 상에 부탁된 실리카가 필름형으로 응집되어 화상 결합 을 발생시킨다.

또, 토네 표면에 실러카를 다룬 부참시켜 토너 표면을 덮음으로써 하트 롤 정착시에 토네 입자끼리 음착 되기 머리워져 정확성이 막혀된다는 폐해를 발생시킨다.

본 발명에서는 부피 밀도가 100g/101대, BT 표면적이 100~250m / 6인 소수성 실러카를 사용함으로써 소 용의 참가로 토니에 충분한 유통성을 부며할 수 있고, 따라서 감광제로의 필리밍을 일으키지 않고 또 청 착성도 해치지 않는데,

본 발명에서는 지금까지의 설명에서 명확히 다타난 비와 같이, 생겨 통생의 소수성 설리카를 사용함으로 써 고속 만쇄에서도 토너는 충분한 유동성을 유지하고, 토너 보급시에도 양호한 대전 개지를 나타내며 바 내지기라 토너 비산대 발생하지 않는 고품위, 고화골의 인쇄 화상을 얻을 수 있다.

미상의 특성은 표면 처리제로 렉사메틸디질라진, 마미노살만 및》또는 환상 질리전을 사용한 소수성 실리 카메서 가장, 현재하게 나타난다. 미와 같은 소수성 실리카로는 RA-200HS(니혼마에로질(주)), TG > 820F (카봇, 스페셜티 케미컬즈 잉크) 등이 있다.

이러한 외부 현기제의 입자 작경은 토너 직경의 1/3.00하인 것이 바람직하고, 1/10 이하인 것이 특히 바람직하다는 또, 이러한 외부 현기제는 상이한 평균 입자 작경의 2층 이상을 병용할 수도 있다. 또 실 리키의 사용 비율은 토더에 대해 통상 0.05~55분% 바람직하게는 0.0~3중량제다.

으로 발명의 청건하 회장 현장용 토니를 2성분 현장 방식에서 사용하는 경우, 다음에 나타낸 바와 같은 캐리어를 사용할 수 있다.

캐리어의 코머제는 통장의 2성분 현장 방식에 사용되는 철분, 마그네타미트( 페라미트 등을 사용할 수 있지만, 그 중에서도 실비중(frue specific graduy)에 보고 고저한이며 환경 안정성이 우수하고 규형(4年)으로 만들기 살기 때문에 유동성이 강호한 페라미트 또는 마그네타미트가 바람직하게 사용된다. 고대제의 현장은 구형, 부정형 등 특별히 제한없에 사용할 수 있다. 평균 입경은 일반적으로 10~500m에지만, 고해상도의 화장을 인쇄하기 위해서는 30~80m에 바람직하다:

또 미러한 교어제를 피복하는 교팅 수지로는 예를 들면 플리에틸렌, 플라프로팔렌, 플리스티렌, 플레이크 릴로니트릴, 플리비닐아세데이트, 플리비닐알콜, 플리베닐부터릴, 플리엄화비씰, 플리비닐카바을, 플리비닐에테리비닐게를, 플리비닐기 추진 보험으로 이루 에데리비닐게를, 엄청한 보기를 공중합체, 소기노실복사 결합으로 이루 어지는 스트레이트실리로 수지 또는 그 면정품, 볼소 주지, 네티아크릴 구조, 플리에스테르 플리워테트 플리워테트 플리카 수지 아이노 수지 얼리만 수지, 변조구아나면 수지, 유리아 수지, 어디도 수지, 베폭시 수지, 아리를 수지, 아리나 수지, 엘리만 수지, 벤조구아나면 수지, 유리아 수지, 어디도 수지, 베폭시 수지, 아리를 걸음을 수지 등을 사용할 수 있다. 그 중에서도, 특히 실리로 수지, 불소 수지, 네티아크릴 수지가 대전 안정성, 피복 강도 등이 우수하며 보다 바른작하게, 사용할 수 있다. 즉 본 말 영에서 사용되는 수지 퍼복 캐리애는 코어제로 페라이트 또는 마그네티아트를 처음하고, 실리로 수지, 볼 소지, 네티아 이크릴 수지 중에서 선택되는 1층 이상의 수지로 피복된 수지 피복 자성 캐리애인 것이 바른작하다. 바람적하다

본 발명의 정전하 회상 현상용 토너는 20m/분 미상, 또한 30m/분 미상의 하트 를 정치 속도로 회상을 형성시키는 고속기에 비림직하게 사용할 수 있고, 특히 45m/분 미상의 하트 볼 정촉 속도와 같은 더욱 교속기인 경우에도 출분한 저온 정확성과 및 오프셋 저항성이 얼어진다. 실치메

지하, 실시에 및 비교예를 이용하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다. 그리고, 다음에서 초상표 내회 수치는 중량부 를 나타낸다.

일정 하중 압출행 세관식 레오미터의 특정은 피스톤 단면적 1cm/실린터 압력 0.98배a, 디이 길이 1cm/ 다이 온 직공 1cm/ 특정 개시 온도 50°C, 승은 속도 60°/min, 시로 중량 1.5g의 조건으로 행하였다.

对各则 军场是。조利普州 从多数 出巴口 交对의 首卷闻音 可以明 山田巴巴。

그리고, 각, 합성에에서 얻어진 플리에스테르 수지를 테트라히드로퓨란(개F)에 용해시키고, 여고하여 얻어 진 개F, 기용성 성분의 분자량을 측정하였다.

·분석에는 결·퍼미에이션·크로마토그래피(GPC)법을 이용하여 표준 폴리스티렌에 의해 작성한 검량선(檢 量線)으로부터 분자량을 산출하였다.

(직쇄상, 폴리메스테르 A - 1의 합성)

- : 테레프탈산 : 664중량부
- · 에틸렌글리콜: 150중량부
- "플리옥시에틸렌~(2·2)/-2·2 비조(4·히드록시페틸) 프로판:: 632중량부
- 상기 재료를 교반기 콘텐서, 온도계를 세트한 2리터 4구 플라스크에 넣고, 질소, 가스 기류하에서 4충량 부의 테트라부틸티터네이트를 참가하고, 탈수 폭합에 의해 생성한 물을 제거하면서 240억에서 15시간 동 만 상압에서 반응시켰다. '그후 순자로 감압하여 5mmhg로 반응을 계속하였다.' 반응은 ASTM E28-517에 준하는 연화점에 의해 추적하고, 연화점이 85억에 도달했을 때 반응을 증립하였다.' 얼어진 플리에스테르 분지랑은 중량 평균 분지랑을 Mw. 수 평균 분자랑을 Mb으로 했을 때, Mw. 4500; Mw/ Mb. 2 1이고, Ts 62 'C, Tib: 69억, Ti/2 80억, Tend 88억, 산기는 4, DSC 측정법에 의한 Ts는 47억이었다.

(직쇄상 플리에스테르 A-2의 합성)

- : 테레프탈산 : 664 충량부
- "플리옥시프로팔렌~(2.2)~2.2~비스(4~히드록시페닐)프로판 (688중량부
- :에틸렌골리콜::150중량부
- 실기 제료를 사용하여 취쇄 플린에스테르 A-1과 동일하게 합성을 향한 결과, 분자량은 Mw 8600; Mw/Mb 2.8; 1s, 73(c, 1fb) 83(c, 71/2) 95(c) Tend 102(c, 산가 9:8) 19 59(c의 폴리에스테르 수지를 얻 었다.

(기교 플리에스테르 4~3의 합성)

- 《레레프탈찬 (332중량부...
- · 이소프틸산 : 332층량부
- 폴리옥시프로팔렌 (2.2) 2.2 비스(4 히드록시페닐) 프로판 : 460중앙부
- \* 플리옥시에틸렌~(2/2)~2/2~비스(4~하드록시페틸)프로핀(2/0중링부
- ··에틸렌글리콜 ::130중량부
- : 글리세린 : 30중량부
- ·상기 재료를 사용하여 직쇄상 폴리에스테르 A 1과 동일하게 합성을 챙힌 결과, 분지량은 Mi 15000, Mi AMi 3.8; Ts: 79%, Ttb: 95% 11/22(119%, Teid: 129%, 산가·3.5; Ts: 65%의 플리에스테르 수지 를 얻었다.

(기교 플리메스테르 B : 1의 합성)

- ※테레프탈산: 664중량부
- »에틸렌글리콜 : 150중당부
- 부명중68학 물다들릴면오번
- ··트리메티롤프로판 : 80중립분
- 상가 재료를 교민가, 콘텐서, 온도계를 세트한 221日 4구 플라스크에 넣고, 결조 가스 기류하에서 4중량 부의 테트라부틸터EH데이트를 참가하고, 탈스 휴합에 의해 생성한 불을 제거하면서 240℃에서 10시간 등 와 상말에서 반응 변용 시켰다. 그후 순자로 감입하여 fulles 내용을 계속하였다. 반응은 ASTN E28~51간에 준하는 영화점에 의해 추적하고 연회점에 145℃에 도달했을 때 반응을 종료하였다. 은 어진 가교 홈간에 스테르의 THF 불용분은 0.3% 'THF 가용분의 분자량은 W: 155000, 'W/ W: 30.30 고, 16 '74℃ THE 106' ℃, 717/2 141℃, Tend 152℃, 산가는 3.3. DSD 측정법에 의한 16는 61호이었다. THF 불용분은 합성한 수자 분말 19을 전용 여지에 취하고, THF를 용매로 속소레이형 환류 장치로 8시간 환류시킴으로써 구하였다.

(기교 플리메스테르, 8-22(호생)

- 테레프탈산 : 498충림부
- · 이소프탈산 166중당부
- "플리옥시프로필렌 (2:2) +2:2 비스(4:: 히드록시페닐)프로판 : 550중량부
- #에틸렌글리콜 150중앙부
- · 트리메티롤프로판 : 80중당부
- '상기, 재료를 사용하면 가교 플리에스테르 8는(교) 동일하게 합성을 향한 결과, THF 불용분은 0.7%, THF 가용분의 분자량은 NW 222000, NW MM 38:80(교) Ts/83c, THS 117c, T1/2:160c, Tend 175c, 산가는 4:9, OSC 출정법에 의한경을 64c의 플리에스테르 수지를 얻었다.

(기교 플리메스테르 B+3의 합성)

- : 테레프탈산 : 332중량부
- · 미소프탈산 : 266중량부
- \* 트리메리트산::145중량부
- · 폴리옥시프로필렌 (2:2) 2:2 비스(4 히드록시페닐)프로판 : 688중량부
- : 에틸렌글리콜: 150중량부
- 상기 재료를 사용하여 가교 폴리에스테르 8년1과 동일하게 합성을 행한 결과, THF 불용분은 9:8% THF 가용분의 문자량은 Mwint14000, Mwint 400 교 Ts. F81 c. Trbs: 120 c. T1/23:165c., Tend 178 c. 산가 10:8, Tg: 63c의 플리에스테르 수자를 얻었다.

#### (기교 플리에스테르 B24의 합성)

- : 테레프탈산 : 332중량부
- 이소프탈산 232중당부
- · 트리메리트신: 454중당부
- · 폴리옥시프로필렌 (2·2)--2·2 비스(4 히드록시페닐)프로판 : 688중담빛
- · 에틸렌글리콜: 150충림부:
- 상기 제료를 사용하여 가고 플리에스테르 8는 ID. 동일하게 환성을 챙한 결과, THE 볼용분은 37%, THE 가 용분의 분지량은 No. 182500, My Mi 19310(DZ), Tel 87C, THE 138C, TIV2-1198C, Tend+217C, 산가 등 14기, DSC 측정법에 의한 7s는 59C의 플리에스테르 수지를 얻었다.

#### (7교 폴리에스테르 8~5의 합성)

- · 테레프탈산 : 332중링부
- · 미소프탈산 : 332중량부
- · 플리옥서프로팔렌 · (2:2) 2:2 비스(4 히드록시페닐)프로판(550증량부
- 에틸렌글리콜::185중량부
- · 트리메티롤프로판 : 65층링부
- 성가 제료를 사용하여 가파 플리에스테르,8구리가 동일하게 합성을 행한 결과, THC 물용분은 0.3%, THF 기 용분의 분지량은 New (85900, New Min 2774이고), T61700C, Tf6:18170C, Tf72-1728°C, Tend 136°C, 산가 는 6.4.4000 측정법에 의한 16는 59.80의 플리에스테르 수지를 얻었다.

#### 17년 플리에스테르 B26의 합성)

- 테레프탈산 : 664층링부
- . 플리옥시프로필렌 (2:2) 2:2-비스(4-히드록시페닐)프로판: 660증당부
- 에틸렌글리콜 125중량부
- : 트리메티를프로판 : 80중당부
- 실기 제료를 사용하여 기교 플리에스테르 8+1교 동일하게 합성을 행한 결과 THF 불용분은 0.3% THF 가용분의 분자량은 세w 172000, Mv / Mr : 31 401교: Ts; 78cc, Tb; 436cc, Tl / 2 · 157cc; Tend: 168cc, 산가는 5.2, DSC 측정법에 의한 19는 65c의 플리에스테르 수지를 얻었다. (실서예 1)

#### 《토터의 제조》

- ·직쇄·플리메스테르 A:-): (8층링부:
- 기교 폴리에스테르 8-1 172중당부
- 기본 블랙
- 블랙 필즈 460(카봇 "스페셜티 케미컬즈 ~ 잉크 제조): 5중량부
- \* 다환식 방향측 탄화수소 합유량 12pm 미하
- ·대전 제어제(정(F) 대전 제어제)
- 본토론 N 04(오리엔트기카쿠立교(주) 제조): 2충향부
- 완스
- 정제 카르나무바 왁스 No. 1(산카 5 세리리카 NODA(추) 제조) : 3중량분
- 상기 재료를 헨셀 및서로 혼합하여 2층 혼란기로 혼란한다. 이와 같이 하여 얻은 혼란물을 분쇄, 분급하여 제적 평균 입자 직공 10 (編의 토山 원체(原體)를 얻었다.
- 얼마진 토너 원제 100중량부와 살리키 HDK3050EP(왕카케미카루즈(추)) 기중량부를 헨셀 믹서로 혼합한 후, 제로 쳐서 토너 3를 얻었다.

통일하게 하여, 표 1=1, 표 1=2의 배합으로 토너 a(실시에 1)~m(실시에 13) 및 y(비교에 1)~bb(비교 에 4)를 얻었다.

〈강제 탈기 처리 전하 제어제(처리 CCA)의 제조〉

표 2의 배합물을 헨셀 의서로 혼합하고 있 용량의 기열 니더 개방 시스템으로 강제 들기 처리하면서, 약 200°C의 수지 온도로 1시간 혼합 처리하였다. 그후, 약 120°C의 수지 온도로 낮추고, 다시 30분간 혼합 처리한 후 꺼내고, 뱅각 후 로트프렉스로 약 2km 이하의 입자 직경까지 거칠게 분쇄하여 강제 탈기 처리 전하 제어제의 조분쇄물(처리 CCA(1))~(처리 CCA(4))을 얻었다.

이것을 사용하며, 실시에 1과 동일한 방법에 의해 표기는 1, 표기는 2억 배합으로 토(구 n(실시에 14)~ x(실 시에 24) 및 cc(비교에 5)를 제조하였다.

그리고, 착색제는 실시에 21 및 24를 제외하고 불력 필조 460: 5중량부를 사용하였다.

실시에 2에서는 다본식: 방향측 탄화주소 합유량이 156m인 키본 블랙, 5중량부를 사용하였다.

또, 실시에 24에서는 카본 블랙 대신 착색제로 자성 분말(BL-200)(EFEDDO 제조), 60중당부를 사용하였다.

## (현상제의 조정)

또, 표 (취), 표 1-2에 도시한 비와 같이, 삼기 토난 3중량부와 캐리어(실리콘 수지 피복 페라이트 캐리 더) 97중량부를 혼합 교변하며 현상제(a+x)—(cc+x)를 조정하였다.

그리고, 실시에 24의 토너에 대해서는 캐리어와 혼합하지 않고 그대로 자성 (성분 현상체로 하였다. (1표기 1)

배합표

er <u>a 1800</u> 2	52.00	<u> 1949 - 3 - 4 1 4 5 4 5 </u>	20 1 2	Burg on the Life				
(A)	(B)>		(CCA)	되루 집까지	ামু	체적 보고직경	基時	ja en C
A-1	B-1	<b>4</b>		HOK3050ER	'चनक	10:1:ju:n	B	×
크리해스테르 A-1	E=10 ^ E = H=3	打电机车 ( )	H-04	HDK3050EP		9. В д н	b	<b>k</b>
는데레스테스 A-2	⊕⊒0△6.□ 8-2.	카르나온다 위수	(H-04:	HDK3050EP		10,0 m n	D	:90:
*1312    1 8-2	- 10 ≤1, 2 8-3	7:	.N=04	HDK3050EP	eta estare. Eta meta	10.2µn	đ	jr.
45 45 44 44 4	≆riQ,⊵L, ≤ 8-4	7'⊆¥3 2'∧	N÷04	HDK3050EP	<del></del>	10,4776	2	A.
2:  ;  <u>2:  ÷</u>   A-2   30 //			/E-84	HDK3050EP	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	10.1µn	<b>1</b>	
	字(10 公L/2 8-2 54 美	≝⊙4 33.≝	N-04	ножзовоер	्रका अर्थे। -	10:11µm	K	X
= 1 計次引息 A-2 -36 単	章 (17) (15) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	NPS= . \$210, . 3 ≡	N-04		N. T.	B. B. 11 &	ħ	230
A-2 36 ≝	B-2 54 年	11 次三 350P 25 D	N-04	HDK3850EP		10/2 <i>u</i> e	•	***
5일이수의로 A-2 36 第	5日4、F.写 B−2: 52: 青	17分 550P 次,其	N-04		MAX X S HI	10/3 <i>ŭ</i> ii	1	
물리(해소비)   <b>A-</b>  2   36 등	클리어 ^E 루 8=2 54 두	可是自含。 整体 。10 集。		HDK3050EP		9.92m	K	
기업 《위로 (A-2 36 년 )	또라(아 위 프 8-2 54: 두	9 E ( P )	1.5 单 .P-51	H0K2050EP	200-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	10.2 µm	15	
43 <u>842</u>	÷	- A	1444-144 15	HDK3050EP	<u> </u>	9.74.6	N.	<b>3</b> ₹4
		(A) (B) (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	(A) (B)  그리네스 II 로 그리아 스 트 루 그 트 I 스 구 III  A-1 18 부	(A) (B) (CCA)  그리네스 대를 모든 (CCA)  18 부	(A) (B) (CCA) 기구 3기 (CCA) 기구	(A) (B) (CGA) 기구 314 (A) (B) (CGA) 기구 314 (A) (B) (CGA) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	(A) (B) (CCA) 되는 19 1 보고되는 10 1 10 1 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 10	(A) (B) (CGA) 기구 3기 보고점 로 도 조리 (CGA) 기구 4 10 보고 조리 (CGA) 기구 3 보고 조금 (CGA) 기구 3 보고 조금 (CGA) 기구 4 10 보고 조리 (CGA) 기구 3 보고 그리 (CGA

[**I**I 1 - 2]

배합표

ب خضنے	<del></del>	<del></del>	· · · ·						
<b>3</b> 0	제 (A)	세2주시 (B)	WAX	CCA)	가는 끝기세	7.EI	고실	<b>L</b>	OHT CO
44 TO 1 19	2 c. 0 · \_  = λ-2	프리에스L 6 8-2	) 르니티	1	HOKJUSOER		10.0 µ m	200	×
4 A 3 1 1 1	35 🖳	52 早	3 =	學 臺 3	洪潭:				
<b>智和 15</b>	스타 아스테르 A-2	분의에스트 트 B-2	가루마유티 경소	3 El 00A (15	RA-200HS	1 12006	10, 2 # iv	0	'n,
	35 ≒	. 52 🖶	્યું.'⇒	5 🕈	0.5 —				
ध्यात १ ह	⊒# 0  ~   = A-2	교위에스L, 역 분~2	커트NOH 알스	≯EJ COA (1)	TB-820F	ें, उद्यासक	10.0 д п	p.	×
	in the state of th	52 <del>=</del>	3 ≟	5 44	D. 5 岸		1477	اعتون ا	
漫图第 153	A- 2	6 2	종르네즘네 청소	プリ DGA (1)3/8 学	RA-200HS	ا چەچچچچ	10 2 H m	9	*
्रेस्टर्स्य १२६. इ	35. 🖵	52 =	) <b>0</b> >₩/-	1P-415 0.5	0.6	), 	<b>.</b>		,
Park K Kal	Er P - 1 =	2400124 ×		्रच्च EÇA	HOK3050EP	<del>2.</del> 1.	10:3 µ m	ř.	in sligi.
ELGIO (8	A-2 35 ₩	8-2 52	3 14	(2) 5 本	3 ≡.				
224 1 2	도라이 시키트 사고	∑ 2 04 ^ F1 = H=2	抽	H + I CCA (1) 2 - 5 単。	RA-200H5-		10.2 μm	#	
#14 (N) 1 =	35	52	111	CCA (8-1)	0.5 0	्रक्रीन्त्र, <del>ग</del> ्रेन्			
2 - 2 - 1 - 2 - 2		r t⊒≇or×ide	보 <b>소</b> 4 :	1 年 マロ OCK	RA≑200HS		10. 1 a m	*±\$	*
설치를 2 O	4-2 35	B-2 52 ±	3.	(1) 2.5 草 CUA(8-2)	nioential:	samen:		,,,,,	
1	1·# . · ·	1	*		0.5 学				! F
실시: 2-1	#010 A 112 4-2	8-2	<b>E</b> 25	₹E CCA;	TG-820F		10.0 n w	.9	<u>`</u> %≝`
an management	35 単	52 / F.	ja J⊑U≌ti	5 분 코리 CCA	0.5 RA~20DHS	1.60 (6) 1		110, de 6	
실시: 22	ಸ್ಟಾನಿಗಳು ಪ್ರಕಾರಗಳು	B÷1,,,,,,		(3)		1200 Per	10, 1 <i>3</i> m	٧	2
7		87 E.	SIZ SEL	S T	D:5 = JG=820F	<i>2</i>	10 2 µ m	<b>78</b> 5	
End Red		8-1 3-870-V	43.	(3) 2 . 8 ± . TP= 415	025年	254		57641	
<u>كامرشموساسا، ساداتانا</u> و			**	0.7	(F) ASC	1	4		! !
শ্রস্তাহ হস্ক	는 D 에스티트 A-2 35 -	*리기스타고 8-2	D EU 44	저리 CCA (I)	TG-B2OF	지 : - 200 BL-200	10. D.µ.m	*	
	- 35 -: -::::::::::::::::::::::::::::::::::	52% 第	3 学	5 单。 N-04	O 5 T	.50 F	1 <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 62V)	:
1.79	A-2 90 ₩	HORE !	1		Acades e seas	120E/140	9. ft ju in		**
	St. F. Maryers N. C. C. P.		3 등 권도소(무너	N-04	HDK3050EP		10 3 L =	.2	* i
	TAKE THE	B-6 90 景	3 =	2 =	4 7		, and a	* "	
(2) 2442 F (4)	Fe Calle	골의에스다르	4 = 1 = H		нокарьоер,	<del>ار ده ده ده ده ای</del> د <u>ده ده ده د</u> ه ا	10.0 у о	88	×:
- <b>731 a</b>	18)=	8-6 72 量	3	2 =	a				
- 44° a	¥ 94 √ 11 d 14 - 2	교리에 <sup>사</sup> 는 = 8-2	등장 하다가는데	N-04	HDK305GEP		10. 1 a m	bb	K
	36-2 30 ■	. 60.47	3	201	(			. د د د د	أبتن
2.23 5	ीकं में 'तर कर। -	b-2	2.3	£45.	RA-2008S	-	10.2 u m	cc.	×
<u> </u>		្រាំ	<b>. 3</b> 7 + 1	5	前等				. 70

[#:2]

#### 강제 탈기 처리 전하 제어제(처리 CCA)의 배합

<b>ज़ी</b>	시1 수시	大 2 辛よ (B):	GCA.
추신(CA(I)	- 7月1日本日十 <b>24</b> 早 A-2		N=04 40 =
처리 CCA (2)	프리에스타 = 24 부 A-2	= 건이 ☆티 = 36 부 B=2	P-51 40 🖶
서리(COA(3)	i mana: <sup>K</sup>	리 에 기 1 년 60부 B-1	N=04 40 <u>±</u>
t- 21 oca (4)		조의에 아비쿠 80 <del>다</del> 8-2	N=04 40 ∓

门引起来《24、淮外28 莱2、春创水。

- \*\*키르니우바 왁스 : 정체 카르니우바 왁스 No. 1(신기 5, 세리리키 NODA(주):제조)
- · APS-9210 : 고급 지방족 알콜(니혼세이로(추) 제초)
- "비즈클 550P. 플리프로필렌 왁즈(산8기세이(주) 제조)
- \*시출 H-1; 피셔트롭슈 왁스(사종(주), 제초)
- 왕스 4 : 상기 회학적 [왕소 4]
- N-04 》본토론 N-04(오리엔트가기큐고교(주) 제조)
- ~E-84; 본토론 E-84(오리엔트키키쿠(주) 제조 살리살산 금속 숙제)
- ·P-51 (본토론 P-51(오리엔트기가쿠(주)(제조 4급 임모늄염)

(화학식 () -1)의 화합물)

\*판-415%호도기이키기쿠고교(주) 제조 4급 함모늄염

(화학적 (2-1)의 화합물)

\*HDK3050단('왕키케미카루즈(주) 제조 소수성 실리카

표면 처리제 이미노실리콘오일

분파 원도 1597 T, BET 표면점 130m / 9

#RA - 200HS :1니홈이메로질(주), 제조 소수성, 실리키

표면 처리제 느렉시메틸디실라찬 및 아미노실란,

부피 일도 40g/1; BET 표면적 140m /g

: TG-820F; 카봇 -스페셜티 : 케미얼조 : 잉크 제조 소소성 설리카

표면 처리제 환상 실라진

學可 일도 40g/1/BET 年里科 210m /g

- "캐리어 사실리콘 수저 피를 페라이트 캐리어"
- ·캐리어 v='아크릴플리을 수지,교통 페리이트 캐리어
- · 사 , 다면서 방향족 단회수소 합유량이 15pm 이상인 기본 블랙

#### OICI,

- 상기 실시에 및 비교에에서 일이진 토니에 대하여 일정 하층 압출형 세관식 궤오미터에 약해 점도 특성을 출정하고, OSC 출장법에 약해 유리 전이점을 출정하였다.
- 또, 도남 유통생의 제포로 심기 위해 외관 밀도를 측정하였다. '외관 밀도는 수치가 물주록 유통생인 양 호한 도남라는 것을 나타낸다.
- 지원 발도는 무리모차 기가구기에에서 자주의 부표 대충 충경기를 사용하여 하기의 운영을 모임하는 사용하다. 있다.
- ① 눈이 0.5mm인 체에 통과시킨 토더를 각도 40°의 로트에 통과시켜 내경 22mm, 깊이 88mm, 용척 30cm의 용기에 조용히 낙하시킨다.
- ②용기로부터 토너가 넘치면 30초간 가만히 듣다.
- ② 그 동안에 토너가 용기 내부에 가라앉아 토너의 상면이 용기 상단부보다 낮아지면 다시 상기의 방법으로 토네를 유입시킨다.

@ 다시 토너가 용기로부터 넘쳤을 때 용기 상면으로부터 솟아오른 부분을 용기 상면과 동일한 높이가 되 도록 깍이번다.

⑤ 최종적으로 용기 내에 남은 토너의 중량을 측정하고, 이를 용기의 용적으로 나눔으로써 구하였다. 표 3에 측정 결과를 나타낸다.

또, 강 토너 중의 이탈린, 트리부틸이민, 몰라브덴, 다환식 방향쪽 탄화수소 합유량의 측정치, 및 제산치를 마찬가지로 표 3에 나타냈다.

토너 중의 아닐리, 트리부틸아민 합유량은 가스 크로마토고래피에 의한 헤드 스페이스 분석(Head Space Analysis)법(150°c, 60분)에 의해 정량(定量)하였다. 물리브덴, 다환식 방향주 탄화수소 함유량은 각각 물리브덴 함유 전하 제어제의 사용량 및 카본 블랙 중의 다환식 방향주 탄화수소 합유량으로부터의 계산 치이다.

[H-3]

토너 물성표

	Te	Tfb.	T1/2	Tend	1	1014	TEA	No	원
無利	C	*C	C	(C)	°C -	H 723	46.2	用空程	中中
2.37.7	() () () () (() (2) (2) (() () (() () () (() (	40. 43 (44 apr. 2012	7 - 1 2 2 2 2 2 2 2 1		1	moo.	ppm	INE/kg	- स <b>्ट</b> ात
<b>益表到</b> 。1	62,2 (68,5)	88 4 (95 5)	(128_0)	122.2 (130.0)	57.5	15			0, 50
2×31 2	63.5	97. B	134.0	143.5	53.2	13	Zi ani dia	- 3	92 32
<b>海岛</b> 沙 三	(69-5)	(103.B)	(140.6)	(146.5)	ا میرود	ii ii igi		TON THE Y	0, 50
교체 <b>는 '3</b>	' U. 3	97.8	125.3	133:3	#63±0	32	· <u> </u>		0.50
4 12 4	72.0	96.8	123.3	132.8	-60. B	18			0,50
<b>三人</b> 次 第	72.3	95.5	115.3	125.1	58.8	12		~ <del>~</del>	0. 50
CONTRACTOR CONTRACTOR	(79.0)	(104.2)		(132.0)	10.000	1		9	
일시의 6 일시와 7	70.8	97.3	125.0	132.9	'60. B	(Apr. C.)	STATE OF	747	0, 50
2 N 8 B	72.4 69.6	99.0	127.1	135.5	82.5	14	4,000,000		0. 50
9 الم	71.1	98 O	126.3	134.5	69.0	13			0.49
등일 0.40	74.0	89.5	125.2 127.5	133.0 135.6	63_8	12		KONTRATION !	0. 50
enteria.	71.0	97.6	124.8	134.8	63.5 61.0	13 3	22.5		0.50
△★예 12	71.5	98.4	126.2	135.2	60.5	1 0 1	210		0.50
22 (4942), 20 22 (49	(77. 0)	(105:9)	()33.2)	(143.1)	- A 200 (100)		170		0.50
실시 > 성3	73. 0	96.7	120.2	129 2	62/S	17			0.50
≝x 0 .44	72.3	98-6	,123.5	135,2	B2. U	2	ا تدوین		0.50
2人100年5	74.8	97.8	125.2	133.8	52.3	1			02:50
2 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(104.9)	(132.5)	(140.0)			:		
≦८ ¥ 113 16	70.6	98.3	124-5	135.8	52.2	î di i	≓;— Î	<del></del>	0.52
7.5 00 1.5	69,5	95.6		193.8	51.9	1	27 T	2400	0%50
4시에 18	71,0 (77,1)	97.8	725.B (133.B)	138, 8	82.0	75.50	25	- Yere	0. 50
24) Wi 19	71.5		125.3	(143.8) 135.6	ANTON CONTACT COMMAND AND	A			- · · · ·
- 사내 20	69. 0		124. 8	134/0	61.8 62.0	43.	32562		0.49
\$47.40E%\$45				(142.3)	02.4	2. %		)1	050
12 01 21			126 B	136.8	62.5				0. 52
4. NJ 22	7a. 0		131.5	140.8	60.5	2			0.50
	(79.0)	(107.8)	(138.7)	(146 9)	ZNTO			, ,	35 X X
মালা, 23	72. 5	And the second of the second	132.0	941.5	60.4		10 m	3400	D. 62
La Janes				(147. 0)		<u>s</u>	l;	į.	
	71:5	1111	125.5		62:0	11	1 m	( <del>****</del> *****	0 60
Hard H	72.6	82.2	83.8		58.5	16	<del>3 9</del> €	74. Fr.	0.50
-lui3 27	(78-2) 58.2		33	(108.5)	2	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.6.2.7.9.4	117.5	141.3		64.7	14			D. 50
ग्रेच्ट अ	69.5	108.5	127152	(166, B)	34 20 20 10				. 1
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	7 6 6 6 W W	Control of the second	143.0 151.5)	6300	( 33) T	<u>क</u> ्तर }ि	and the	0.50
B 12  14	72.5		1.41 11 11 11		Cana sai	1 1 4 E		- 4	123 2003
	2507 200 45		9 & 428° 1894 18	152.9)	62 0	15.	হাটার 🍃	সক্ষক ঐ	0.50
1176.5	1 11 1	116.0	1.16		63.2	1 1			# ##
	1.36 - 3.4	150 (40 mg/ss)	Control of the Control	177 11	931.2	, ,	:	र क	0.50
<del></del>	14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	(n,=D7 ) J. [4	(J. U.) 1.4	3.135 TV					

일정 하중 압출형 세관식 레오미터의 측정 조건 ;

- · 피스톤 단면적 1m2
- #실린데 압력 (0.98MPa)
- CIO | 길이 1mm; 다이 홀 직경 1mm
- \* 총점 개시 온도, 50°c
- "승은 숙도 6℃/min. ( )내는 승은 숙도 10℃/min에서의 측정치
- · 서료 중량 1.5g의 조건으로 행하였다.

TBA SE 21 부틸 OPU

Mo > 몰리보덴

(오프셋 발생 온도)

실시에 6 및 실시에 24 인의는 시판되는 레이저 밤 프린터(셀렌 감광체 탑재) 개조기(改造機)를 사용하여 사사에 폭 2cm, 길이 20cm의 대형 미정확 화상 샘플을 작성하고, 하기 사양의 하트 홈 정착 유닛을 사용 하여 첫 오프셋 현상의 유무를 확인하였다.

실시에 6은 시판되는 레이저 방 프린터(OPC 감광체) 개조기를 시용하며 동일한 미정착 화상 생들을 작성 하며 흥기를 하였다.

실시에 24는 시판되는 지성 1정분 방식 프린터 개조기를 사용하여 동일한 미정적 회상 생활을 작성하여 평가를 하였다.

[五4]

정착 조건

	445	<b>732</b>
	(불화·메틸렌)	시달로 이 토렌
	HJV 실리는	HIV SUE
트로선 직원	5.0 mm	5 0 mm
<u> </u>	3-7:0 mm	9 7 0 mm
· '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''	1.5 . 8	25 Kg
_삼/하루를의심쪽	8 mm	1.03mm
	90mm/sec	800mm/sec

오프셋 개시, 본도는 점점 회상 샘플을 관찰하고 분으로 오프셋 현상미(확인되는 본도로)하였다.

(박리 정착(강도)

상기 시판되는 복사가 개조키로 온프센 저항 시험과 동일한 미정적 항상을 얻었다.

미것을 표 4일 조건 2에서 정착 온도를 바꿔 정착시켰다.

이 전체 회장에 만당 테이프(스테토모스리에는) 810)를 결정 압력으로 불만 중) 일정 방향으로부터 입장 속도로 박민지켰다.

실면 정확 강도는 다음의 작으로 계산되는 화상 동도 참존 비율로 편성하였다. 회상 동도는 미모베스 화상 동도계 201-1918로 흑정하였다.

박리 정확 강도 시험 잔존 비율 = 박리 시험후 화상 농도 / 박리 시험전 항상 농도

박리 정착 강도로는 간존 비율 80% 이상으로 실용상 문제가 없는 수준으로 하고 고 對자 온도를 박리 정 착 개시 온도로 하였다.

(마찰 정착 강도)

부인 경찰 강도 시험과 동일하게 경착시킨 경착 회상을 사용하고 최진형(學문堂) 대실 견고도 시험기(미. 활자: '외트만' 머지 No. 42, 하중 500g, 마찰 조작 20스트로크)에 위해 대출하였다.

'마칠'정착' 강도는 다음의 심으로 계산되는 화상 동도 잔존 비율로 관정하였다. 회상 동도는 미크베스 화생동도계 'RDL-918로 측정하였다.

고 본 전략 전투 기업 시험 호텔 시험을 되어 된다. 그는 전에 가장 하는 보다

민을 정착 강도로는 잔존 비율 80% 미상으로 실용장 문제가 없는 수준으로 하고 그 최저 온도를 마찰 정 착 개시 온도로 하였다.

이상의 평가 결과를 표 5에 나타낸다.

[**H**\*5]

오프셋 개시 온도, 정착 개시 온도

이 도 우 우 가지 기를 접지 기를 잡지 기를 잡지 기를 입니다. 이 기를 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 기를 기를 입니다. 이 기를 기를 기를 기를 입니다. 이 기를	7	Lailer of an ex	2. 3.1.7.7.7.888	<u> </u>	<del>principal de la composition d</del>
(조건 1) (조건 2) 주(주보2) 주(조구 2) 전체에 1 680 >200 135 135 절체에 2 >200 200 120 120 절체에 3 185 >200 135 130 절체에 4 105 >200 135 130 절체에 5 190 >200 135 130 절체에 7 200 220 135 130 전체에 7 200 220 135 130 전체에 9 775 200 135 130 절체에 9 775 200 150 150 절체에 1 195 >200 135 130 절체에 1 195 >200 135 136 절체에 1 195 >200 135 135 절체에 1 1 195 >200 135 135 절체에 1 1 195 >200 135 136 절체에 1 1 195 >200 135 136 절체에 1 2 195 >200 135 130 절체에 1 1 195 >200 135 130 절체에 1 2 200 >200 135 130 절체에 1 2 200 >200 135 130 절체에 2 2 200 >200 135 130 절체에 2 2 200 >200 135 130 절체에 2 3 >200 135 130 절체에 2 3 >200 >200 140 135 130 절체에 2 3 >200 >200 140 135 130 절체에 2 3 >200 >200 140 135 130  절체에 2 3 >200 >200 >200 140 135 130  절체에 2 3 >200 >200 >200 140 135 130  절체에 2 3 >200 >200 >200 140 135 130  절체에 3 >200 >200 >200 140 135 130  절체에 3 >200 >200 >200  200  140  335 130  절체에 3 >200 >200  200  140  335 130  절체에 3 >200 >200  200  140  335 130  절체에 4 >200 >200 >200  200  140  335 130  절체에 4 >200 >200 >200  200  140  335 130	180	오프것 개시	오프및 개시	프로 정치	15 중독·
전시에 7 180 >200 135 135 130 절시에 2 >200 >200 135 130 절시에 3 185 >200 135 130 절시에 4 195 >200 135 130 절시에 5 190 >200 135 130 전시에 6 195 >200 145 145 절시에 7 200 >200 135 130 설시에 7 200 >200 135 130 설시에 9 175 200 156 150 설시에 9 175 200 156 150 설시에 10 180 >200 156 150 설시에 10 180 >200 135 130 설시에 10 180 >200 135 130 설시에 10 180 >200 135 130 설시에 12 195 >200 135 130 설시에 13 175 200 135 130 설시에 14 195 >200 135 130 설시에 15 195 >200 145 150 설시에 16 200 200 135 130 설시에 17 200 200 135 130 설시에 18 200 200 135 130 설시에 18 200 200 135 130 설시에 18 200 2200 135 130 설시에 20 200 >200 135 130 설시에 20 200 >200 135 130 설시에 20 200 >200 135 130 설시에 2 2 200 >200 135 130 설시에 2 3 >200 >200 140 140 140 140 설시에 2 3 >200 >200   200   140 140   135 UIDIN 3 120 140 100 100   105 UIDIN 3 120 140 100 100   105 UIDIN 3 >200 >200   166 166   160 UIDIN 3 >200 >200   166 166   160 UIDIN 4 >200 >200   166 160   160 UIDIN 4 >200 >200   155   155	.CAI	1			1
실시에 2 200 200 120 120 120 240 240 240 35 130 260 120 35 130 260 360 360 360 360 360 360 360 360 360 3	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	(존전 1)	(조건 2)	°C (소설 2)	°C (조> 2)
실시에 3 185 >200 135 130 원시에 4 105 >200 135 135 원시에 5 190 200 135 130 원시에 7 200 200 135 130 원시에 9 175 200 135 130 원시에 9 175 200 135 130 원시에 10 180 >200 135 130 원시에 10 180 >200 135 130 원시에 10 180 >200 135 130 원시에 12 195 >200 135 130 원시에 13 175 200 135 130 원시에 13 175 200 135 130 원시에 14 195 >200 135 130 원시에 15 195 >200 145 350 원시에 1 8 175 200 135 130 원시에 1 8 175 200 135 130 원시에 1 8 200 >200 135 130 원시에 1 9 195 >200 135 130 원시에 1 9 195 >200 135 130 원시에 2 0 200 >200 135 130 원시에 2 0 200 >200 135 130 원시에 2 1 200 >200 136 130 130 원시에 2 1 200 >200 140 140 140 원시에 2 3 200 >200 140 140 140 원시에 2 3 200 >200 140 140 135 원시에 2 3 200 >200 140 156 원교에 2 200 >200  200 166 180 원세에 3 200 >200  200  200 166 180 원세에 3 200 >200  200  200  200  200  200  200	3	180	>200	1.35	135
본지에 4 105 >200 135 135	실시에 2	>200	>200	120	120
절点(項) 5 190 >200 135 130 전시(和) 6 195 >200 145 145 절시(和) 7 200 >200 135 130 절시(和) 8 200 >200 135 130 절시(和) 9 175 200 150 150 150 절시(和) 1 0 180 >200 145 145	실시에 3	1.85	≥200	135	130
지시에 6 195 2200 145 145 일시에 7: 200 2200 135 130 일시에 9: 175 200 156 150 150 24시에 9: 175 200 135 130 24시에 9: 175 200 145 145 245 245 250 150 150 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 145 145 250 250 250 145 130 250 250 145 130 250 250 145 130 250 250 145 130 250 250 145 130 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 145 130 250 250 250 140 140 250 250 250 250 140 140 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25	설시에 4	195	>200	135	135
물시에 7 200 >200 135 130 실시에 8 200 >200 135 130 실시에 9 175 200 550 150 실시에 10 180 >200 145 145 실시에 1 195 >200 135 130 실시에 1 2 195 >200 135 130 실시에 1 3 175 200 135 130 실시에 1 4 195 >200 135 130 실시에 1 5 195 >200 135 130 실시에 1 6 200 2200 135 130 실시에 1 8 200 2200 135 130 실시에 1 8 200 220 135 130 실시에 1 9 195 >200 135 130 실시에 2 0 200 200 135 135 130 실시에 2 1 200 200 135 135 130 실시에 2 2 200 200 135 135 135 실시에 2 3 200 200 135 135 135 실시에 2 3 2200 200 135 135 135 실시에 2 3 2200 200 140 140 140 실시에 2 3 2200 200 140 140 140 실시에 2 3 2200 200 140 135 [비교에 1 120 140 160 105 [비교에 2 2200 2200 165 165 165 [비교에 2 2200 2200 166 180 ]	<b>型基</b> 加 5	190	>200	135	130
실시에 8 200	The state of the s	195	>200	145	145
실시에 9 175 200 150 150 200 실시에 10 150 150 실시에 10 150 200 145 145 145 200 151 150 200 145 145 200 200 151 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 155 150 200 200 155 150 200 200 155 150 200 200 155 150 200 200 155 150 200 200 200 155 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	실시에 7	200	>200	135	130
불시에 1 0 180	鱼对闭 8	200	>200	135	130
본사이 1 1 (95 ) 200 (135 136 136 실시에 12 195 ) 200 (145 150 150 144 1795 ) 200 (145 150 150 144 1795 ) 200 (145 150 144 1795 ) 200 (145 150 144 1795 ) 200 (145 136 130 144 1795 ) 200 (135 130 144 1795 ) 200 (135 130 144 1795 1495 ) 200 (135 130 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	일시대 9	175	200	150	150
실시에 12 195 >200 135 135	실시에 10	180	>200	145	145
설치에 1 3 175 200 145 150 실시에 1 4 195 200 135 130 실시에 1 4 195 200 135 130 실시에 1 6 200 2200 135 130 24에 1 8 200 2200 135 130 24세에 1 8 200 2200 135 130 24세에 1 8 200 200 135 130 24세에 1 8 200 200 135 130 24세에 1 8 200 200 135 130 24세에 2 2 200 200 135 130 24세에 2 1 200 200 135 130 24세에 2 1 200 200 135 130 24세에 2 1 200 200 135 130 24세에 2 3 200 200 140 135 130 24세에 2 3 200 200 140 35 140 25 200 200 140 35 140 24세에 3 120 140 100 105 140 135 140 140 150 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	2 X 0 1 1	1,95	>200	135	1.30
은 사이 1 4 195 > 200 (35 (30) 은 사이 1 5 (35 ) 200 (35 ) 130 (2 사이 1 6 ) 200 > 200 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 135 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 130 (35 ) 135 (35 )	실지에 1.2	195	>200	135	135
실시에 1 5 195 >200 135 130	the state of the s	175	200	145	150
公利の   1 6   200   200   135   130   24   130   200   200   200   135   130   24   130   200	A THE PARTY OF THE	195	>200	1-35	130
을 하여 1 7 200 >200 130 130 130 실시에 1 8 200 >200 135 130 130 135 130 135 130 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135	<b>學以如 1 5</b>	195	>200	1.35	130
실제에 1 8 3200 >200 135 130 전체에 1 9 195 200 135 135 설제에 2 0 200 200 130 130 설제에 2 1 200 200 135 130 설계에 2 2 220 200 140 140 140 설계에 2 3 >200 200 140 35 데교에 1 120 140 100 105 변교에 2 200 200 165 165 165 165 비교에 3 200 200 160 180 네네에 4 >200 200 165 180	신체에 1 6	200	<b>⇒200</b>	Y35	130
近浜川 1 9	설시에 1.7	200	>200	190	130
설치에 2 Q 200 >200 130 130 30 실시에 2 1 200 >200 135 130 실시에 2 2 >200 >200 140 140 실시에 2 3 >200 >200 140 135 실시에 2 4 195 >200 140 135 비교에 1 120 140 100 105 비교에 2 2200 >200 165 165 165 비교에 3 220 >200 160 180 비교에 4 >200 >200 160 180	Contract Carray Carray and the same	<b>&gt;200</b>	>200	135	130
世紀刊之1 200 2200 135 130 量的例22 200 7200 140 140 単名例23 200 200 140 335 私科例23 195 2200 140 335 担回例 120 140 100 305 担回例 2 2200 2200 165 165 165 目回例 3 2200 2200 160 180 出版例 4 2200 2200 455 155	선사에 1, 9	195	>200	135	135
量系阅之 2 2200	'실시예20	200	>200	130	130
単元的[2 3 >200 200 140 135 点別知2 4 195 200 140 135 川田에 1 120 140 100 105 円型에 2 2200 2200 165 165 川辺에 3 220 2200 160 180 田田에 4 >200 2200 155 155	3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	21 F2 (4.5.70.7	>200	135	130
近天    195   195   140   135   11回列   120   140   100   105   105   11回列   2   2200   2200   165   165   165   11回列   3   2200   2200   160   180   11回列   4   2200   2200   355   155		>200	>200	140	140
通例		>200	>200	140	335
出画에 2 2200 2260 165 165 11回에 3 2200 2209 160 180 出版図 4 2200 2200 455 155	신체예2 4	195	5200	140	135
	川亚州 1	120	140	100	105
ानामक्षा 4 . ३२०० ≥२०० व.५५ 1.५५	4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	>200	>200	165	185
TO BE SEE MANAGEMENT OF THE PERSON OF THE PE	Contraction of the State of the State of the	1. The second second	>200	160	180
川山町町 5 >200 >200 175 170	धानमा 4	>200	≥200	455.	155
	ार्गेजाओं ५	2200	>200	175	170

## (인쇄 테스트)

시프되는 레이저 범 프린터(셀렌 감광체 탑재)를 사용하여 연속 프린트에 의한 인자 품괄을 평가하는 동 사에, 현상제의 대전량을 측정하였다.

절시에 5은 시판되는 프린터(OPC 감광체)를 사용하여 동일한 평가를 절시하였다.

그리고, 대전량은 블로우 오프 대전량 측정기로 측정하였다. 화상 농도는 미크베스 농도계 RD-918로 측 정하고, 비탕지 오염은 백지부 농도로부터 프린트 전의 백지 농도를 빼서 구하였다. 연속 프린트 서의 토너의 보급은 설리가 참가 후의 토너를 기구의 보급 토너용 호퍼에 충전함으로써, 연 속 프린트서에 지동으로 행해지도록 하였다.

실시에 24의 토너에 대해서는, 시판되는 자장 [정부 현상용 표린터를 개조하여 시험을 행하였다. 대전량에 대해서는 각 인자 매수마다 토너를 현상 장치 내부로부터 채취하여 토너 개리며(실리본 수지 피복 페라이트 캐리어)을 57.5(중량비)로 디벨로패를 제작하여 다른 2성분 현상제와 동일하게 특정하였다. 대전량

#### (토너 비산량)

·50kP(5만매) 인쇄 호 및 100kP(10만매) 인쇄 후의 기구 내부를 관찰하며 감광제, 현상 장치 주변부 등에 비산 토너에 의한 오염이 거의 없는 경우를 ㅇ, 약간 오염이 발생한 경우를 Δ. 심한 오염이 발생한 경우 를 ×로 하였다.

#### (김광체 필리밍)

[100KP(10만대) 인쇄 후의 감광체의 표면을 관찰하고, 감광체 표면에 실리카의 필리밍이 전혀 관찰되지 않는 경우를 O; 약간 부착이 발생한 경우를 Δ로 하였다.

미상의 평가 결과를 표 6~1, 표 6~2에 나타낸다.

#### [# 6-1]

평가결과

Var. (		L	<u>:</u>		1,27,27,21	활동	gΞ		i este	U, E! XI	च ख		Q.,	늦시간	र सम्ब
in the second	#J	tok	50K	100K	<b>±5</b> 10	10K	50K	100K	<b>*</b>	10K		100K	50K		문대의
当人到 1	20	20	19	.20	1.4	1.4	1 4	1.4		O	0	X	Ö	Δ	1,00K
<b>스시키 2</b>	38	19	20	:21	1.5	1. 5:	1.4	1.4	Δ	Ö	Ö	Δ	Δ	Δ	∵Δ
<u>e io</u> u	18	18	17.	192	ាំ 5	1.5	1:6	1.4	O	O	O	Δ.	O	Δ	Δ
<b>≧</b> ∠IC -∞4		-21	19.	720	3.4	14.4	1.4	1, 4	O	O	O	Δ	O	Δ	Δ
<u>≙ ∤</u> 10 . 5			19%		1.5	1.4	.»1÷4	1/4	Δ	O	0	Δ	Δ	Δ	<b>*</b>
	-24		-25	-25	1.6	1:6	1.6	1:6	·O	O	O	-Δ,	ÇQ.	<b>.</b> ΣΥ~	$\Delta \cap \Delta$
실시다. <i>기</i> 일시다 3	23	23	23	24		1.3	1.3	1.3	<u>. O</u>	0	O.	Δ	O.	Δ	Δ.
EXIC 9	21 771 11		18	19	∄.5 1.5	1.5		1.5	<u>_o</u> _	0	Ō	.Δ.	.:O.:	Δ	<b>\_</b>
<u>⊆31¢, 10</u>	4. 212.11	22	21	21	1.0	1 3	1.5	1.5	O	0	0	×	<u>. O</u>	×.	
2010 11		14		:12	7.6	1.6	1.6	127	0		O O	- A	<u>ം</u>	£χ	.∵⊙
<b>运用的</b> 127	<b>37.2</b> -	17	17	17,	5.5	1.5	1. 5	17.5		Ö	Ö	Δ		Δ	Δ
81 顺 4 屋	· 18	118	173	17	1.5	1.5		1.5		o l	Ŏ.			Δ	Δ

## (표.6-2) 평가결과

	<u>재전립</u>				77,247	<b>*</b>	<del>宝型(</del> )	,	3	೭೪೬ಌ	2.0	7.4	-:US	वसम	
jų.	*	101	50K		34.7	TOK		100K	<b>A</b>	2(0,1	50K	100K		100K	100K
<u> 원조 데 14</u>		20	21	22	1, 8				O	O	O	0	O	·O	<b>2</b>
131:15		20	(21)		*1÷8	1.6		1.4	O	<b>O</b> :	O	O	0	O	. 0
2 × 0   16		19	20	20	1.6	_		_1.5	0	0	O	0	0	0	O.
- 유제 13	23	<b>,23</b>	-23	22	1.8		1.8	1. 6	O	0	0	0	O)	0	0
2. O 18.		14	13	******	1.6	1. 6	1. 5	1 . T	O	O	0	O	٠O.	0	Δ,
18 III X		20	19	19	√ <b>I_6</b>	, l⇒ħ	1.26	4, 5	O	O	O	့ဝ	O	O	0
∆ O  28	2 2 2 2 CO	18	18	20	1.6		1, 5.	4.5	O	0	0	Q.	0	0	O
1×0121	19	19	18	181	1:6	1.6		1.4	0	0	0	Δ	0	Δ	0
√ 0  25	1/19	19	20	20	1.5		1.6	1.,5	O	Ø:	ಾ	0	0	0	O.
	(19)	12		19	1. C	1, 6		.1.0	O	0	O	Δ	O.,	Δ	<b>O</b> 2:
		14	. 13°	13%	.1.4	1.5	1.5	্র্য, 5	.O	O	0	0	O	0	O
	*					A Carterior	2				e Balana	<u>,</u>			
II _2 (d) = 2		17,	18		1. B	î≒ G	17.5	1.4	.O:	90%	O.	Δ	_O:	Δ.	<b>A</b> n
	18	18#		19	1.45	1.5		1.4	0	Ó	Ó	<b>Δ</b> :	<b>O</b> :	Δ	Δ
그에 4	17	18		19	1, 6		1, 5	1.4	О.	O	0	Δ	O.	Δ	Δ
173.5	22	22	21:	21	1.3	. 1-3	1.4	1,4	0	0	O	0	O	O.	0

江己江、王6-1、王6-2 杏의 引起导到 鱼思巴 口号孔 是证。

- \*비교에 기은 초기부터 \*한 '오프셋이 발생하였기' 때문에 '중지
- \* 때전림』: pC/9
- \* HEX \$2 智7, O(0.0) DE: A(0.0)~0(03 DE) X(0.03 O)&
- \* (토법 비싼) (50KP(5만배) 인쇄 등 및 10KP(10만배) 인쇄 후 눈으로 관찰
- O : 비산 거의 없음
- 스 약간 비산에 의한 오염이 발생

#### × :심한 비산이 발생

표 3, 표·5, 표·6-1, 표 6-2로부터 명확히 나타난 바와 같이, 유출 개시 온도가 70~105c이고, 유출 충료 온도가 120~144c인 토너는 저온 정확성과 한 오프셋 저항성을 양립시키고, 특히 정확 속도가 20m /분을 넘는 고속의 정전 화상 현상 장치에서? 우수한 정확 강도를 발휘한다.

비교에 1에서는 유출 중로 온도가 본 발명에서 규정하는 범위를 밀도는 결과가 된다. 이 토너는 정착 강 도 및 콜트 오프셋 저항성이 우수하지만, 한 오프셋 저항성이 대폭 저하된다.

한편: 비교예 3에서는 유출 개시 온도가 본 발명에서 규정하는 범위를 웃도는 결과가 된다. 미 토너는 핫 오프셋 저희성 및 강인성이 무수하지만, 골드 오프셋 저항성 및 정착 강도는 저하된다. 특히 고속으 로 정착되는 경우에는 높은 정착 온도가 필요하게 된다.

미형제로는 증래 공지된 것으로 충분한 성능이 얼마지지만, 그 중에서도 고급 지방산 에스테르 화합를 및 /또는 지방즉 일을 화합물을 주성분으로 하는 미형제를 사용한 토너는, 특히 고속으로 정취이 행해지는 장치에서 그 사프 벨트성으로 인해 정취 후의 화상과 중이의 박리성이 양호하고, 한 오프셋 저항성에 크 게 기여한다. 또, 미러한 미형제를 사용한 경우, 정확 화상 표면의 마찰 계수가 쥐어지고 내마모성이, 항 상되기 때문에, 고속으로 중에가 반송되는 경우에도 부재로의 색 전이 및 화상의 마모카 작어져 양호한 인쇄 품질을 유지할 수 있다.

피서트롭슈 왁스를 사용한 경우도 동일한 효과가 얻어졌다.

또, 현미경에 의한 관찰에서, 미러한 미형제는 폴리에스테르 수지에 대한 분산성이 양호하고, 분산 불량 에 기민하는 토너 비산도 감소한다.

## Egg GI

본 발명의 정진하 화상 현상용 토크 및 미것을 사용한 화상 형성 방법에 의하면, 폭 넓은 정착 속도, 특히 고속으로 현상 및 정착이 행해지는 용토로, 보다 광범위한 온도 영역에서 양호한 정착 특성, 오프셋 저항성이 얻어지며 또한 정착 화상의 내마모성, 내발리성이 유수하다 또, 충분한 역한점 강도를 가지기 때문에 현상 장치 내에서의 캐리어와의 마찰에 견디며, 스펙트 캐리어 및 토크 비산을 발생시키지 않고 바람이 없는 고농도, 고품위의 인쇄 화상을 안청되게 얻들 수 있다.

## (牙) 君子의 智界

#### 청구한 1

'플리에스테르..수지... 흑색제, 및 이렇제를, 할유하며 이루머저는 토너로서; 상기 토너의 일정 하중 압출행 세관객 레오미터에 의한 유출 개시 온로(f(b)가 70°C = 105°C 유출 중로 온도(Tend)가 120°C = 144°C인 것 을 특징으로 하는 정전하 회상 현상용 토너

#### 원구하 2

### '제한메 있어서,

- 상기 플리에스테르 수지가
- (A) 일정 히중 압출형 세관식 레오미터에 의한 TI/2가 70°C~130°C0(고, 유리 전이점(Ja)이 45°C~75°C 인 질색장 또는 가고 구조를 가지는 제1 수지
- (B) 일정 하중 압출형 세관식 레오미터에 익한 TI/2가 130c ~210c이고, 유리 전이점(Tg)이 45c~75c 인 가교 구조를 가지는 제2 수지
- 의 혼합물인 것을 특징으로 하는 정전하 회장 현상용 퇴내

#### 청구항 3

제2항에 있어서,

· 승기 제1 수저(A)와 제2·수저(B)의 충당 비율이 (A)/(B)=1/9~9기인 것을 특징으로 하는 정전하 회상 현상용 토막

#### 청구함 4

제3할에 있어서,

상기 제1 수지(A)와 제2 수지(B)의 일정 하중 압출형 세관식 레오미터에 의한 1/2법 봉용 온도를 각각 11/2(A), 11/2(B)로 했을 때,

20°C ≤ T1 / 2(B) - 11 / 2(A) ≤ 120°C

'인 것을 특징으로 하는 정전히 화상 현상용 토너.

#### 청구항 5

제4함에 있어서,

상기 제1·수치(A)의 GPC에서의 충량 명권 분지량(Me)이 3000~50000; Mey MnO) 8 이하이고, 상기 제2·수 지(B)의 THE 기용분의 Me/1 100000~400000; Me/MnOl'10 이상인 것을 특징으로 하는 정전하 화상 현상용 토더: 청구항 6:

제1항에 있어서,

상기 미형제가 고급 지방산 메스테르 화합물, 지방족 알콜 화합물, 및/또는 피셔트롭슈 왁스를 주성분으로 하는 역스인 것을 특징으로 하는 정신하 화상 현상용 토너.

청구항 7

제1할에 있어서..

'상기 착색제가 카본 블랙미고, 상가 카본 블랙 중의 다환식 방향측 탄화수소 합유량이 15ppm 이하인 것을 '특징으로 하는 정진하 화상 현상용 도너,

청구항 8

제 항에 있어서.

전하 제대제를 추가로 합유하는 것을 통장으로 하는 정전히 회상 현상용 토네

청구한 9

제8항에 있어서,

상기 전하 제어제로 비그로선체 역료 및 7 또는 4급 암모늄염 화합물을 함유하는 것을 특징으로 하는 정전 하 화상 현상용 토네

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 4급 암모듐면 화한물이 하키의 일반식 (또는 2 또는 3으로 나타내에지는 화한물 중에서 선택되는 적어도 (중인 것을 통장으로 하는 정전하 화상 현상용 토네)

[일반식명]

(식 중에서, 원구원는 다닐요기를 보다하며, 단, 6은 1~10억 정수를 나타내고, 또 당구있는 동일하였다 장고 '마을 수도 있음)

[일반석 2]

《식·중에서》B、B、B、B、B、B、B、B、B、B、B· 그각 독립적으로 수소 원자, 탄소수 1~20개의 일립기 또는 일케닐기 탄소수 1~20개의 미치원 또는 치환 방향증기 탄소수 7~20개의 미탈릴기를 나타내고 A는 몰리보면산 음이온 또는 텅스텐산 음이온, 몰리보면 또는 텅스텐 원자를 포함하는 헤테로플리산 음이온을 나타범기 [일반식 3]

(식 중에서, ne: 1, 2 또는 3을 나타내고, ne: 0, ( 또는 2를 나타내며, ne: 수소 원자 또는 「카이 금종 이본이고, X 및 Z는 1 또는 2를 나타내고, V는 0 또는 1을 나타내며, 또한 X=1일 때 V=1, Z=1이 되고, X=2일 때 Y=0, T=2가 되며, R=~R=는 수소, 탄소수 1~30의 침쇄상 또는 분기된 포화 또는 불포화 알릴기... 탄소수 1~4의 알콕실렌기, 일반식 (-(2~5의 알릴렌-i0)n-R(단, R은 수소 또는 탄소수 1~4의 알릴기 또는 마실기이며, n은 1~10의 장수임)로 나타내어지는 폴리알킬콕실렌기를 나타내고, R., R., R., R.는 수소, 또는 탄소수 1~30의 직쇄상 또는 분기된 포화 또는 불포화 알릴기, 또는 일반식 (-CH-CH-CH-CH)n-R(단, R은 수소, 또는 탄소수 1~4의 알릴기 또는 마실기이며, n은 1~10의 정수임)로 나타내어지는 옥시에틸기, 또한 탄소수 5~12의 단핵 또는 다핵 저환식 잔기(疾基), 단핵 또는 다행 방향촉 잔기 또는 방향 지방족 잔기를 나타범).

#### 청구항 11

제항에 있어서,

·상기·토너·중의 휘발성·마민·화합물의 합유량이 150km 이하인 것을 특징으로 하는 정전하 화상 현상용 토너

청구항 12

제1항에 있어서,

장기, 취발성 (이민, 회한물이) 이탈린, 및 / 또는, 트리부틸이민이고, 토너 중의, 마탈린 할유량, 10ppm 이하이며, 트리부틸이민 함유량이 150ppm 이하인 것을 특징으로 하는 정전히 회상 현상용 토너

청구항 13

제한에 있어서,

상기 토너 중의 클리브덴 함유량이 5000% 사항 미하면 것을 특징으로 하는 정전하 회상 현상용 토너

청구한 14

제항에 있어서,

부피 밀도가 1006/1: 이하이고, BET 표면적이 100~250m 사인 소수성 실리카를 추가로 토너 표면에 부착 사진 것을 특징으로 하는 정전하 회상 변상용 토너

청구항 15

제 4할에 있어서?

상기 소수성 실리키가 현사메틸디실리잔, DI미노실란 및 / 또는 환상 실리잔으로 표면 처리된 실리키인 것 을 특징으로 하는 장전하 화상 현상용 토니

청구항 16

제한에 있어서,

학생제로 '분말을 포함하는 것을 '등장으로'하는 점점하'화장 현상용 본년.

#### 성구한 17

제1항에 있어서,

캐리어로 실리콘 수지, 불소 수지, (메트)미크릴 수지 중에서 선택되는 1층 미상의 수지로 피복된 수지 피복 자성 캐리어를 사용하는 것을 통장으로 하는 정전하 화장 현상용 토네.

#### 청구한 18

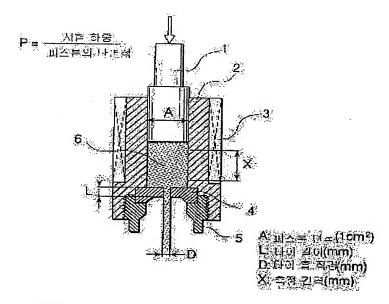
'제 한에 따른 정천하 화상 현상용 토너를 사용하여 그 정착 속도키 20m/분 예상인 것을 특징으로 하는 화상 형성 방법

#### 경구한 19

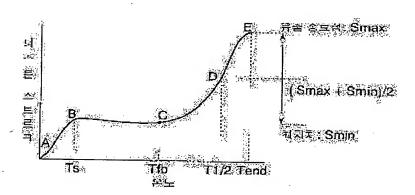
제 항에 때른 정전 회상 현상용 토너를 자용하여 그 점취 속도가 30m/분 미상인 것을 특징으로 하는 화상 형성 방법

E DI

*도면1* 



*50*2



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.